

ȘCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ

Facultatea: Design de Produs și Mediu

Ing. Ioana TISMĂNAR

Materiale solar-active pentru degradarea

poluanților organici din apă

Solar-active materials for the degradation of

organic pollutans from water

REZUMAT / ABSTRACT

Conducător științific

Prof.dr.ing. Anca DUȚĂ-CAPRĂ

BRAȘOV, 2021



D-lui (D-nei)

COMPONENȚA

Comisiei de doctorat

Numită prin ordinul Rectorului Universității Transilvania din Brașov

Nr. 11292 din 12.07.2021

PREŞEDINTE:	Prof.dr.ing. Transilvania d	Codruța in Brașov	lleana	JALIU,	Universitatea
CONDUCĂTOR ŞTIINȚIFIC:	Prof.dr.ing. Anca DUȚĂ-CAPRĂ, Universitatea Transilvania din Brașov				
REFERENȚI:	CSI dr. Mihaela KUSKO, Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT București				de Cercetare- urești
	Prof.dr.chim. Dunărea de Jo	Viorica s Galați	Domnica	MUŞAT	Universitatea
	Prof.dr.ing. Da din Brașov	aniel MUN	TEANU, Ur	niversitate	a Transilvania

Va invităm să luați parte la ședința publică de susținere a tezei de doctorat.

Data, ora și locul susținerii publice a tezei de doctorat: 15.09.2021, ora 10:00, ICDT, Laboratorul L7, sala parter

Sunteti invitati sa transmiteti prin email eventualele aprecieri și/sau observații asupra conținutului lucrării, în timp util, pe adresa *ioana.tismanar@unitbv.ro*

Vă mulțumim.

CUPRINS

	Pg.	Pg.
Introducoro	teza	rezumat O
	3	0
Canitol I. Materiale solar-active pentru degradarea poluantilor organici din		
ană - Stadiul actual al cunoasterii	13	8
Introducere	13	8
l 1 Materiale fotocatalitice utilizate în procese avansate de enurare a apelor	13	9
L 1 1 Semiconductori cu proprietăți fotocatalitice Diovidul de titan	15	10
112 Structuri fotocatalitice solar- si Vis-active	17	10
1.1.2.1 Doparea semiconductorilor cu proprietăți fotocatalitice	18	10
1122 Cuplarea a doi semiconductori	19	11
113 Metode de obtinere a materialelor fotocatalitice	22	1/
1.2. I Itilizarea materialelor fotocatalitice în procese avansate de enurare a	55	14
apolor	35	15
L 2.1. Enurarea avansată a anelor prin procese fotocatalitice de ovidare	55	15
	36	15
L 2 2 Drocese de ovidare avansată în fotocataliză beterogenă	36	15
123 Scalarea proceselor fotocatalitice. Drocese în regim static și procese în	50	10
flux continuu	<i>/</i> .0	17
Concluziile capitolului 1	40	12
Sconul și obiectivele programului de doctorat	<u>, 7</u>	10
Scopar și oblectivele programată de doctorat.	45	10
Capitolul II. Conditii experimentale pentru obtinerea si testarea filmelor		
subtiri solar-active utilizate la îndepărtarea poluantilor organici din apă prin		
procese fotocatalitice de oxidare avansată	44	19
II.1. Materiale si reactivi	44	19
, II.2. Echipamente	44	20
II.3. Obtinerea filmelor fotocatalitice	46	20
, II.3.1. Filme subtiri fotocatalitice de TiO2 obtinute prin metoda pulverizarii		
cu piroliză (SPD)	46	21
II.3.2. Filme subtiri compozite multistrat TiO2 SPD / oxid de grafenă		
obtinute prin metoda depunerii în picătură / TiO2 SPD	48	21
, II.3.3 Filme subtiri compozite dublu strat de tip TiO2 SPD / TiO2 oxid de		
grafenă SPD	49	21
II.3.4 Sinteza solului de TiO2. Filme subtiri fotocatalitice dublu strat TiO2		
SPD / TiO2 sol-gel	50	22
II.3.5 Sinteza solului de TiO2 – (r)GO. Filme subtiri fotocatalitice dublu strat		
compozite de tip TiO2 SPD / TiO2-GO sol-gel și TiO2 SPD / TiO2-rGO sol-gel	53	22
II.4. Metode de caracterizare a filmelor fotocatalitice	55	23

II.5. Evaluarea eficienței filmelor fotocatalitice în degradarea poluanților		
organici	56	23
Canitalul III. Filma fatagatalitiga subtivi da TiO2 abtinuta prin matada SDD		
utilizate la fotodegradarea albastrului de motilen	59	7/1
III 1 Caracterizarea structurală morfologică de compoziție superficială și de	50	24
rugozitate a filmelor de Ti Ω_2	58	25
III 2 Eficienta de fotodegradare a poluantului standard albastru de metilen	50	25
utilizand filmele subtiri de TiO2 SDD. Factori care influentează eficienta de		
fotodegradare	63	25
Concluziile capitolului 3	65	26
Capitolul IV. Filme fotocatalitice subțiri de tip compozite Vis-active cu matrice		
de 1102 și umplutura de 60 sau r60 utilizate pentru fotodegradarea	67	20
N/1 Films subtivi semessite multistust de tin TiO2 CDD / CO desurere din	0/	20
IV. I. Filme suburi compozite multistrat de tip 1102 SPD / GO depunére din	C 7	77
picatura / 1102 SPD și enciența for în rotodegradarea albastrului de metilen	67	27
IV.2. Filme subțiri compozite dubiu strat de tip 1102 SPD / 1102 - GO SPD.		
innuența temperaturii de depunere asupra stabilității materialului fotocatalitic	70	20
	12	29
IV.3. Filme subțiri fotocatalitice dublu strat TiO2 SPD / TiO2 sol-gel și		20
eficiența de fotodegradare a poluantului standard albastru de metilen	/3	29
IV.4. Filme subțiri compozite dublu strat de tip 1iO2 SPD (strat1) / 1iO2 – GO		
sol-gel (strat2) sau de tip 1102 SPD (strat1) / 1102 – rGO sol-gel (strat2) și		~~
eficiența lor în fotodegradarea poluanților organici	/9	30
IV.4.1. Optimizarea filmelor compozite dublu strat de tip TiO2 SPD / TiO2 –		
(r)GO sol-gel	79	31
IV.4.2. Eficiența de fotodegradare a poluanților organici utilizând filmele		
compozite dublu strat de tip TiO2 SPD / TiO2 – (r)GO sol-gel	92	35
IV.4.3. Stabilitatea filmelor compozite dublu strat optimizate, în condițiile		
de lucru	98	37
IV.5. Inducerea (super)hidrofiliei filmelor compozite dublu strat optimizate		
prin condiționare sub iradiere cu radiație din domeniul spectral UV	113	39
IV.5.1. Influența iradierii cu radiație UV asupra morfologiei, compoziției		
superficiale și hidrofiliei filmelor subțiri compozite. Stabilitatea temporală a		
filmelor subțiri compozite depozitate la întuneric	113	39
IV.5.2. Eficiența de fotodegradare a albastrului de metilen utilizând filmele		
compozite dublu strat condiționate	117	40
IV.6. Selectarea pH-ului de lucru optim	119	40
Concluziile capitolului 4	120	41

Capitolul V. Filme compozite solar-active optimizate de tip TiO2 SPD / TiO2- GO sol-gel sau de tip TiO2 SPD / TiO2-rGO sol-gel investigate la nivel de	422	
demonstrator	122	42
V.1. Caracterizarea structurală, morfologică, de compoziție superficială și de		
rugozitate a filmelor compozite dublu strat TiO2 (SPD) / TiO2 – GO (sol-gel) sau		
TiO2 (SPD) / TiO2 – rGO (sol-gel) optimizate utilizate în instalația demonstrator	122	42
V.2. Eficiența de fotodegradare a albastrului de metilen, în regim dinamic, sub		
iradiere cu radiație solară simulată (G ~ 800 W/m2)	127	42
V.3. Stabilitatea filmelor compozite în experimente în flux continuu	130	43
Concluziile capitolului 5	134	44
Concluziile finale	135	44
Contribuții originale	146	54
Articole publicate	148	56
Referințe bibliografice	150	58

CONTENT

160

62

Anexa 1 Scurt rezumat al tezei de doctorat.....

	Pg. thesis	Pg. abstract
Introduction	9	8
Chapter I. Solar-active materials for the degradation of organic pollutants		
from water - State of the art	13	8
Introduction	13	8
I.1. Photocatalytic materials used in advanced oxidation processes for		9
wastewater treatment	13	
I.1.1. Semiconductors with photocatalytic properties. Titanium dioxide	15	10
I.1.2. Solar- and Vis-active photocatalytic structures	17	10
I.1.2.1. Doped semiconductors with photocatalytic properties	18	11
I.1.2.2. Coupling two semiconductor	19	11
I.1.3. Obtaining methods for the photocatalytic materials	33	14
I.2. Photocatalytic materials for advanced wastewater treatment	35	15
I.2.1. Advanced wastewater treatment using advanced oxidation		
processes	36	15
I.2.2. Advanced oxidation processes based on heterogenous		
photocatalysis	36	16
I.2.3. Up-scaling the photocatalytic processes. Static regime and		
continuous flow processes	40	17

Conclusions on chapter 1	41	18
Aim and objectives of the PhD program	43	18
Chapter II. Materials and methods for the deposition and testing of the solar-		
active thin films used in organic pollutants removal from wastewater through		
photocatalytic advanced oxidation processes	44	19
II.1. Materials and reagents	44	19
II.2. Equipment	44	20
II.3. Photocatalytic films deposition method(s)	46	20
II.3.1. TiO2 photocatalytic thin films obtained by spray pyrolysis deposition		
(SPD)	46	21
II.3.2. Multilayered thin film composites: TiO2 SPD / graphene oxide (drop		
casting) / TiO2 SPD	48	21
II.3.3. Double-layered thin film composites : TiO2 SPD / TiO2 graphene		
oxide SPD	49	21
II.3.4. Sol – gel synthesis of TiO2. Double-layered thin film TiO2 SPD / TiO2		
sol-gel	50	22
II.3.5. Sol-gel synthesis of TiO2 – (r)GO. Double-layered thin film		
photocatalytic composites: TiO2 SPD / TiO2-GO sol-gel and TiO2 SPD / TiO2-		
rGO sol-gel	53	22
II.4. Characterization methods for the photocatalytic thin films	55	23
II.5. Efficiency evaluation of the photocatalytic films in the degradation of		
organic pollutants	56	23
Chapter III. Photocatalytic thin films of TiO2 obtained by SPD method used in		
methylene blue photodegradation	58	24
III.1. The characterization of the TiO2 thin films in terms of structure,		
morphology, surface composition and roughness	58	25
III.2. Degradation efficiency of the standard methylene blue pollutant using		
TIO2 SPD thin films. Factors that influence the photodegradation efficiency	63	25
Conclusions on chapter 3	65	26
Chapter IV. Photocatalytic Vis-active thin film composites with TiO2 matrix		
and GO or rGO filler used for the photodegradation of organic pollutants	67	26
IV.1. Multilayered thin film composites: TiO2 SPD / GO drop casting / TiO2		
SPD and their efficiency in the photodegradation of the methylene blue		
pollutant	67	27
IV.2. Double-layered thin film composites: TiO2 SPD / TiO2 - GO SPD. The		
influence of the deposition temperature on the stability of the composite		
photocatalytic material	72	29

Appendix 1 Abstract of the PhD thesis	160	62
References	150	58
Publications	148	56
Original contributions	146	54
Final conclusions	135	44
Conclusions on chapter 5	134	44
V.3. The stability of the thin film composites in continuous flow experiments	130	43
regime under solar simulated irradiation (G ~ 800 W/m2)	127	42
V.2. Photodegradation efficiency of the methylene blue pollutant in dynamic		
demonstrator scale	122	42
structure, morphology, surface composition and roughness used at		
TiO2 (SPD) / TiO2 – GO (sol-gel) or TiO2 (SPD) / TiO2 – rGO (sol-gel) in terms of		
V.1. The characterization of the optimized double-layerd thin film composites		
sol-gel or TiO2 SPD / TiO2-rGO sol-gel investigated at demonstrator scale	122	42
Chapter V. Optimized solar-active thin film composites: TiO2 SPD / TiO2-GO		
Conclusions on chapter 4	120	41
IV.6. The selection of the optimal working pH	119	40
conditionated double-layered thin film composites	117	40
IV.5.2. Photodegradation efficiency of methylene blue pollutant using the		
stability of the thin film composites deposited in dark conditions	113	39
surface composition and hydrophilicity of the thin film composites. The temporal		
IV.5.1. The influence of the UV irradiation on the morphology, elemental		
composites by UV irradiation conditioning	113	39
IV.5. Induced (super)hydrophilicity in the optimized double-layered thin film		
in the working conditions	98	37
IV.4.3. The stability of the optimized double-layered thin film composites,		
layered thin film composited: TiO2 SPD / TiO2 – (r)GO sol-gel	92	35
IV.4.2. Photodegradation efficiency of the organic pollutants using double-		
SPD / TiO2 – (r)GO sol-gel	79	31
IV.4.1. The optimization of the double-layered thin film composites: TiO2		
efficiency in the photodegradation of the organic pollutants	79	30
gel (laver2) or TiO2 SPD (laver1) / TiO2 – rGO sol-gel (laver2) and theirs		
IV_4 Double-layered thin film composites: TiO2 SPD (layer1) / TiO2 – GO sol-	, 5	23
nollutant	73	29
theirs efficiency in the photodegradation of the standard methylene blue		
IV.3. Double-layered thin film photocatalysts: $TiO2$ SPD / $TiO2$ sol-gel and		

Introducere

Epurarea apelor reprezintă un proces complex de reținere și/sau neutralizare a poluanților ajunși în apă. Tendința actuală este de eliminare a poluanților din apele uzate în vederea re-utilizării apelor după ce se parcurg etapele proceselor de epurare.

Metodele tradiționale utilizate în prezent în stațiile de epurare (sedimentare/flotație, coagulare/floculare, procese biologice), [1, 2, 3] sunt proiectate pentru a aduce apa în limitele de concentrație admise pentru deversarea în emisarii naturali. Pentru re-utilizare, este necesară identificarea metodelor de aducere a apelor uzate în condiții în care să toată fi re-folosite, de exemplu în agricultură sau în procesele în care aceste ape au fost produse iar pentru a se ajunge în aceste condiții este necesară introducerea unei trepte suplimentare numită treaptă terțiară sau *epurare avansată*. Acestă etapă este aplicată apelor uzate care au fost epurate (tradițional) și care au poluanți aflați în concentrații reduse dar peste limita acceptabilă pentru re-utilizare.

Procesele avansate implementate deja în stațiile de epurare sunt fie foarte costisitoare (datorită condițiilor de proces) sau sunt ineficiente pentru epurarea unui volum mare de apă (procese de separare utilizând membrane) sau sunt limitate de numărul relativ redus de specii care pot fi eliminate din ape (cum este cazul adsorbției de schimb ionic).

Pentru depășirea acestor limite au fost intens studiate *procesele de oxidare avansată* ca posibilă alternativă, eficientă și cu cost scăzut, de eliminare a poluanților aflați în concentrații mici în apele uzate, mecanismul oxidărilor avansate bazându-se pe generarea speciilor reactive, în special a radicalilor hidroxil, oxidanți puternici și neselectivi, [4]. Aceste procese sunt intens investigate, mai ales în sensul utilizării radiație solare, ca alternativă la procesele convenționale de epurare a apelor în condiții normale de temperatură și presiune, [3]. Pentru aceasta se urmărește obținerea de materiale fotocatalitice prin metode scalabile care să poată fi activate utilizând radiație solară (UV + Vis) sau din domeniul spectral Vis.

Programul de doctorat intitulat *Materiale solar-active pentru degradarea poluanților organici din apă* propune dezvoltarea de noi materiale fotocatalitice eficiente, stabile în mediul de lucru, Vis sau solar-active pe bază de TiO₂ și oxid de grafenă sau oxid de grafenă redus utilizate în procese fotocatalitice de degradare a poluanților organici vizând epurarea avansată a apelor în vederea reutilizării.

Capitol I. Materiale solar-active pentru degradarea poluanților organici din apă - Stadiul actual al cunoașterii

Introducere

Fotocatalizatorii eficienți utilizați în procese fotocatalitice heterogene sunt semiconductori cu bandă interzisă largă care pot fi activați (numai) de radiație din domeniul spectral UV. Având în vedere că acest domeniu spectral reprezintă numai 5...8% din radiația solară disponibilă, activarea în procese la scală industrială trebuie realizată utilizând surse artificiale de radiație care ridică semnificativ costurile proceselor fotocatalitice, aceasta fiind una dintre cauzele pentru care procesele fotocatalitice nu sunt implementate (încă) pe scală largă. O altă limită o reprezintă și costurile de obținere a materialelor fotocatalitice eficiente care sunt relativ ridicate, căutându-se astfel alternative de obținere a materialelor fotocatalitice utilizând precursori și tehnici de obținere cu cost scăzut. Performanța acestor materiale în procesele fotocatalitice este importantă și de aceea limitarea recombinarii electron – gol este urmărită cu prioritate atunci când sunt proiectate materialele fotocatalitice. Chiar dacă materialul este Vis(solar)-activ și eficient un alt aspect important îl reprezintă stabilitatea acestuia în mediul de lucru. Din această cauză se urmărește dezvoltarea de materiale stabile în mediul apos pe un inteval relativ larg de pH (pH = 5...9).

Pe baza acestor cerințe, în cadrul programului de doctorat s-a urmărit dezvoltarea de materiale fotocatalitice eficiente și stabile în mediul de lucru (apos) care să poată fi activate de radiație solară (componenta Vis a acesteia, alături de componenta UV) pentru utilizare în epurarea avansată a apelor. Se urmărește implementarea fotocatalizatorilor astfel obținuți la scală industrială în procese avansate de oxidare pentru epurarea apelor în vederea re-utilizării.

I.1. Materiale fotocatalitice utilizate în procese avansate de epurare a apelor

Materialele fotocatalitice sunt semiconductori care prin expunerea la radiație din domeniul spectral Vis sau UV, generează perechi electron – gol care participă independent la reacțiile redox de formare a speciilor reactive, în special a radicalilor hidroxil, responsabili de degradarea compușilor organici, [5, 6]. Energia necesară pentru activarea semiconductorilor depinde de valoarea energiei benzii interzise E_g , definită ca diferența energetică dintre nivelul energetic inferior al benzii de conducție și nivelul energetic superior al benzii de valență, [7]. Procesele fotocatalitice sunt activate (cu formare de perechi e⁻ – h⁺) de radiație cu energie specifică, condiția de activare fiind: $E_{rad} \ge E_g$.

Pentru a putea fi utilizați eficient în procesele fotocatalitice fezabile, s-a formulat un set de cerințe minimale pe care fotocatalizatorii trebuie să le îndeplinească:

să fie *stabili în mediul de lucru*; materiale fotocatalitice nu trebuie să dezvolte reacții chimice (de suprafață) în mediu apos, inclusiv la valori pH < 3 sau pH > 11 dar în special pe domeniul 5 < pH < 9 care corespunde majorității apelor uzate;

- să fie *activați de radiație corespunzatoare domeniului spectral Vis sau de radiație solară* (~ 6% UV și ~ 45% Vis), pentru a limita costurile de proces;

- să aibă *capacitate semnificativă de generare a perechilor electron-gol*, care pot produce apoi speciile oxidante

- să aibă *morfologie, suprafață specifică și încărcare superficială adecvate* pentru a favoriza adsorbția poluantului ca primă etapă în mecanismul de fotocataliză;

- să aiba o structură cu *grad de cristalinitate ridicat* pentru a crește mobilitatea purtătorilor de sarcină, evitând astfel recombinarea;

- să *nu fie toxici* pentru a evita problemele de mediu și *să nu utilizeze elemente rare*
- să aibă costuri de producere relativ scăzute.

Pornind de la acest set de cerințe minimale, materialele fotocatalitice au fost dezvoltate pentru a putea fi utilizate în procese fotocatalitice de epurare avansată a apelor în vederea re-utilizării.

I.1.1. Semiconductori cu proprietăți fotocatalitice. Dioxidul de titan

Numeroși semiconductori cu bandă interzisă largă (Eg > 3eV), insolubili și stabili în apă (la valori de pH cuprinse cel putin între 5...9), s-au dovedit eficienți în procesele fotocatalitice. Între aceștia se pot menționa: dioxidul de titan (TiO₂), oxidul de zinc (ZnO), dioxidul de staniu (SnO₂) sau trioxidul de wolfram (WO₃). Dintre semiconductori, cel mai utilizat în procesele fotocatalitice este dioxidul de titan TiO₂ deoarece, [8, 9]:

- este stabil în mediul apos, inclusiv la valori extreme de pH;
- are o capacitate mare de producere a radicalilor hidroxil datorita valorii mari a energiei benzii interzise (Eg = 3,0...3,2eV) (durată relativ ridicată de viață a electronilor și golurilor, până la recombinare)
- poate fi relativ ușor obținut în laborator sub formă de pulberi sau straturi subțiri cu proprietăți controlate și nu are costuri de producție foarte ridicate;
- are o bună stabilitate termică, T_t = 1843 °C și nu este toxic.

Utilizarea TiO₂, este limitată de costul energiei electrice necesare pentru generarea radiației UV utilizând surse artificiale pentru activarea lui (Fig. 1). De aceea s-au propus diferite strategii pentru obținerea de materiale Vis(solar)-active eficiente în procese fotocatalitice (cu recombinare limitată a electronilor cu golurile fotogenerate) și stabile în condițiile de lucru.



Fig. 1 Formarea perechilor electron - gol și reacțiile la care participă aceste specii utilizând fotocatalizatorul TiO₂, polimorful anatas (A) activat cu radiație UV

I.1.2. Structuri fotocatalitice solar- și Vis-active

Strategiile de activare la iradiere cu radiație Vis sau solară implică doparea sau cuplarea semiconductorilor UV-activi cu alți semiconductori cu bandă interzisă (mai) îngustă. Structurile astfel obținute au în plus și avantajul important reprezentat de limitarea recombinării electron – gol.

I.1.2.1. Doparea semiconductorilor cu proprietăți fotocatalitice

Reducerea energiei benzii interzise pentru Vis-activarea se poate produce prin doparea TiO₂ cu nemetale sau cu cationi metalici cea mai utilizată fiind doparea cu N când azotul substițional generează o nouă bandă energetică în apropierea benzii de valență a semiconductorului TiO₂ (anatas) și astfel electornii pot fi promovați inițial pe banda nou generată, pentru ca mai apoi să facă tranziția în banda de conducție utilizând energie corespunzătoare radiației din domeniul spectral Vis.

I.1.2.2. Cuplarea a doi semiconductori

Evitarea recombinării, alături de Vis-activarea structurilor fotocatalitice, se poate produce și prin cuplarea semiconductorilor UV-activi de tip n (principalii purtători de sarcină sunt electronii) cu alți semiconductori, fie de tip n formându-se structuri tandem n-n, fie de tip p (principalii purtători de sarcină sunt golurile) pentru formarea structurii de tip dioda n-p, [10]. În cazul tandemurilor, Vis-activarea se produce numai la nivelul unuia dintre semiconductorii n cu condiția ca acesta să dispună de o bandă interzisă cu energie corespunzătoare domeniului Vis de aceea este preferată utilizarea structurilor de tip diodă n-p.

Structuri de tip dioda (jonctiune n-p)

Structurile de tip diodă de tipul celor utilizate în celulele fotovoltaice sunt Vis-active. Pentru ca dioda formată să funcționeze, benzile de energie din semiconductori trebuie să fie dispuse/aliniate corespunzător pentru a favoriza tranziția electronilor și a golurilor. În exemplul din Fig. 2, banda interzisă a semiconductorului de tip p (mai îngustă, corespunzătoare activării în Vis) este deasupra benzii conductie de а semiconductorului n, în timp ce benzile de valență respectă o regulă similară.



Fig. 2 Tranziția electronilor către nivele energetice mai stabile și reacțiile în care purtătorii de sarcină participă în compozitele fotocatalitice cu joncțiune n-p

Această condiție trebuie îndeplinită pentru ca structura să funcționeze sub activare cu radiație Vis. Prin transferul electronilor din banda de conducție a unui component din structura compozită pe banda de conducție a celuilalt component, se oferă timp golurilor fotogenerate să reacționeze cu H_2O sau cu OH^- pentru formarea radicalului hidroxil, structurile de tip diodă fiind astfel eficiente în procesele de fotocataliză datorită limitării drastice a recombinării electronilor cu golurile. Cuplarea semiconductorului TiO_2 (de tip *n*) cu diferite sulfuri metalice (semiconductori de tip *p*) a fost intens studiată, în special datorită benzii interzise înguste a majorității sulfurilor care permite Vis-activarea acestui tip de structură compozită. Însă condiția de stabilitate în mediul de lucru nu este îndeplinită de acest tip de compozite deoarece sulfurile sunt puțin stabile în mediul apos. Alternativa este utilizarea filmelor subțiri compozite depuse în straturi, cu condiția ca stratul exterior să fie cel al semiconductorului stabil (și Vis transparent), fără a fi afectată alinierea benzilor (exemplu CuInS₂ (CIS) - TiO₂, [11]). Problema structurilor de tipul TiO₂ - CIS este că utilizează elemente rare (In) ceea ce le ridică costul fiind astfel puțin performante economic. Structurile de tip film subțire de TiO₂ - CZTS (Cu₂ZnSnS₄), [12, 13, 14] reprezintă o altă alternativă viabilă care înlocuiește elementele toxice din structura semiconductorului cu bandă interzisă îngustă (exemplu: Cd din CdS) sau elementele rare (In în CIS). Structura CZTS de tip film subțire depus ca strat alături de stratul de TiO₂ (foarte stabil) expus mediului poluant, conferă stabilitate compozitului. Problema legată de CZTS este că necesită condiții de obținere atent selectate, pentru evitarea formării oxizilor (ex. CuO) ca impuritate majoră în structura CZTS, ajungându-se la distrugerea alinierii convenabile a benzilor de energie în cazul diodei TiO₂ (n) - CZTS (p) iar condițiile de obținere a CZTS cu conținut redus de impurități cresc semnificativ costurile de producție ale compozitelor.

Provocarea o reprezintă obținerea unor materiale care să întrunească simultan toate cerințele impuse pentru utilizarea în procese fotocatalitice iar cercetările actuale în domeniul proceselor fotocatalitce heterogne sunt îndreptate către utilizarea compușilor carbonului de tip grafenă / derivați de grafenă.

Tendințele actuale în domeniul materialelor fotocatalitce sunt îndreptate către utilizarea grafenei / derivaților de grafenă ca umplutură în matrici oxidice. Opțiunea este justificată de proprietățile unice ale acestor materiale. Prin cuplarea cu oxizi metalici (ex. TiO₂), compozitele formate au eficiențe ridicate în procesele de fotocataliză datorită limitării recombinării e⁻ – h⁺ și pot fi activate cu radiație corespunzătoare domeniului Vis. În plus, acestea dispun de stabilitate ridicată în mediul apos inclusiv la valori extreme de pH și pot fi obținute prin tehnici simple, cu cost acceptabil. Prin urmare, compozitele care conțin umplutură de grafenă / derivați de grafenă sunt candidați ideali pentru întrunirea setului de cerințe impuse materialelor utilizate în fotocataliză.

În compozitele fotocatalitice, buna conductivitate electrică a grafenei, favorizează captarea electronilor fotogenerați și conduce la evitarea recombinării și deci la creșterea eficienței proceselor fotocatalitice dar compatibilitatea între matricea de oxid metalic (ionic) și grafenă (nepolară) este redusă și de aceea se optează pentru utilizarea oxidului de grafenă (GO) sau oxidului de grafenă redus (rGO), favorizându-se astfel atracția între matrice și umplutură cu formare de legături fizice sau chimice stabile.

Oxidul de grafenă (GO) reprezintă grafena modificată chimic prin oxidare – introducere de grupări epoxi sau hidroxil (distribuite în planul bazal al grafenei) sau carbonil și carboxil (distribuite predominant la marginile stratului de grafenă), Fig. 3. Funcționalizarea grafenei conduce la deschiderea unei benzi interzise cu energie a cărei mărime variază cu gradul de oxidare al grafenei. Conductivitatea electrică a oxidului de grafenă este mult diminuată (comparativ cu grafena) datorită prezenței grupărilor funcționale și a defectelor de rețea care facilitează difuzia aleatoare a purtătorilor de sarcină. Totuși GO dispune de proprietăți importante în procesele de fotocataliză mai ales în aplicații vizând proprietățile de autocurățare, cum ar fi o bună hidrofilie coroborată cu o suprafață specifică mare disponibilă funcționalizării.

Oxidul de grafenă cu grupări funcționale reduse (*oxid de grafenă redus, rGO*) reprezintă oxidul de grafenă care a fost redus prin diferite procedee și care are defecte de rețea fiind considerat

semiconductor, cu energia benzii interzise funcție de oxigenul rezidual rămas după reducere. Studiile au arătat că gradul de funcționalizare al grafenei influențează energia benzii interzise a oxidului de grafenă. Prin urmare literatura menționează valori mai mari ale E_g dacă oxidul de grafenă este mai bogat în grupări funcționale și valori mai mici ale E_g dacă oxidul de grafenă are un număr mai redus de grupări funcționale.



Fig. 3 Obținerea rGO prin reducerea oxidului de grafenă, [15]

Compozitele cu matrice de oxid metalic și derivați de grafenă (GO, rGO) ca umplutură au fost intens studiate în ultimii ani, în aplicații fotocatalitice pentru degradarea poluanților organici și pentru suprafețe cu autocurățare, [16, 17].

Oxidul de grafenă este considerat un semiconductor de tip p care formează cu TiO₂ joncțiuni n-p (de tip dioda) Vis-active, [18]. Aceste structuri limitează recombinarea e⁻ – h⁺ prin transferul electronilor din banda de conducție a GO în banda de conducție a TiO₂, benzile semiconductorilor fiind aliniate corespunzător sprijinind tranziția e⁻ și h⁺ (Fig. 4). Se remarcă de asemenea valori diferite ale benzii de energie raportate în publicații diferite pentru același grad de funcționalizare.



Fig. 4 Alinierea benzilor de energie în structurile de tip TiO₂ A – GO cu funcționalizare de (a) 50%, Eg, oxid de grafena = 1.2eV, [19]; (b) 50%, Eg, oxid de grafena = 1.8eV, [20]

Având în vedere că valoarea benzii interzise în derivații de grafenă variază cu gradul de oxidare, este dificil de prevăzut comportamentul acestor compozite numai pe baza alinierii benzilor de energie. Yeh și colaboratorii au demonstrat că poziționarea BC *vs.* ENH nu variază cu gradul de oxidare și este poziționata la -0,5 eV *vs.* ENH, [21]. Considerând funcționalizarea de 50% pentru cele două cazuri exemplificate în Fig. 4 (cazul Boukhvalov, Eg = 1.8 eV și cazul Johari, Eg = 1.2 eV) au fost construite

diagrame pentru cuplarea semiconductorului $n \operatorname{TiO}_2$ cu semiconductorul $p \operatorname{GO}$ în care se observă că alinierea benzilor în structuri compozite de tip TiO₂-GO urmează același tipar ca și în cazurile diodelor $n-p \operatorname{TiO}_2 - \operatorname{CZTS}$ sau TiO₂ – CIS. Vis-activarea se produce la nivelul GO iar golurile în BV a TiO₂ se produc prin trecerea e⁻ în BV a GO.

Compozitele cu derivați de grafenă îndeplinesc cerințele formulate pentru materiale fotocatalitice și anume: facilitează mobilitatea electronilor fotoexcitați și deci limitează recombinarea, pot fi activate de radiație Vis costul proceselor fotocatalitice fiind scăzut (permițând utilizarea pe scară largă a radiației solare) iar morfologia superficială a compozitului poate fi optimizata pentru a favoriza etapa de adsorbție a poluanților pe suprafața materialului fotocatalitic. Controlul gradului de cristalinitate este o problemă în compozitele care utilizează derivați de grafenă. Majoritatea matricilor oxidice necesită temperaturi ridicate pentru formarea fazelor cristaline (ex. pentru TiO₂ temperatura de formare a fazei anatas este > 350°C) iar instabilitatea termică a derivaților de grafenă, conduce la necesitatea selectării de temperaturi care conduc la formarea compozitelor amorfe. Această problemă a necesitat identificarea unor strategii noi de obținere a materialelor fotocatalitice eficiente.

Stabilitatea în mediul apos este una dintre cele mai importante (dacă nu cea mai importantă) proprietăți impuse fotocatalizatorilor utilizați în epurarea avansată a apelor uzate. Având în vedere că derivații de grafenă sunt stabili în mediul apos inclusiv la valori extreme de pH, [22], stabilitatea compozitelelor va depinde de matrice oxidică selectată și de calitatea interfețelor formate. Întrucât candidatul ideal din punct de vedere al stabilității este TiO₂ este de așteptat ca aceste compozite să dispună de stabilitate ridicată în mediul apos.

I.1.3. Metode de obținere a materialelor fotocatalitice

Există doua variante de utilizare a materialelor cu proprietăți fotocatalitice în procese de epurare a apelor uzate: sub formă de pulbere sau sub formă de strat subțire (film) depus pe un substrat inert. Pentru obținerea pulberilor fotocatalitice o metodă frecvent utilizată este metoda sol-gel, care constă în prepararea unui sol, urmată de maturare și de formarea unui gel iar apoi de eliminarea mediului continuu prin uscare (cu sau fără încălzire). Solul se poate produce utilizând precursori ai cationului metalic, diferiți agenți de complexare (de exemplu acetilacetona) și diferite medii continue (de exemplu etanol) aduse în situația de a reacționa cu formare de compuși (oxidici) greu solubili; ca urmare solul este o suspensie coloidală a particulelor unui solid într-un mediu continuu lichid, [23]. Metoda poate fi utilizată și pentru obținerea filmelor prin pulverizarea solului produs pe substratul selectat. Eficiențele de fotocataliză depind în principal de morfologia pulberilor și de suprafața lor specifică care trebuie să sprijine adsorbția poluantului. În cazul utilizării pulberilor fotocatalitice, procesele de epurare necesită la final o etapă suplimentară de separare (filtrare) care implică costuri suplimentare și conduce la discontinuitatea fluxului, pentru reintroducerea pulberilor. De asemenea, la utilizarea pulberilor o parte din fotocatalizator este pierdută în procesul de separare pentru reutilizarea pulberilor în proces. De aceea este preferată utilizarea straturilor subțiri depuse pe substraturi stabile în mediu apos, chiar dacă eficiențele de fotodegradare sunt mai mici decât în

cazul utilizării pulberilor datorită suprafeței specifice mult mai reduse. Una dintre cele mai ușor scalabile tehnici la nivel industrial pentru obținerea filmelor subțiri este tehnica SPD (pulverizare cu piroliză). În timpul acestui proces, un aerosol care conține sistemul precursor al semiconductorului este pulverizat pe suprafața unui substrat, unde componenții reacționează formându-se un compus chimic nou (de tip oxid sau sulfura, în cazul fotocatalizatorilor) depus în strat subțire. Această metodă este des selectată în procesele de depunere deoarece oferă posibilitatea controlării parametriilor de proces (tempertaura, presiunea) și a stratului subțire rezultat (grosimea de strat controlată prin numărul de secvențe de pulverizare) și nu este costisitoare, [24]. Optimizarea procesului fotocatalitic prin utilizarea unei iradianțe ridicate poate conduce la eficiențe destul de ridicate chiar și la utilizarea filmelor subțiri ca materiale fotocatalitice.

I.2. Utilizarea materialelor fotocatalitice în procese avansate de epurare a apelor

Apele uzate sunt epurate utilizând procese tradiționale de epurare din care rezultă ape cu conținut redus de poluanți (concentrații mici acceptate pentru deversare) dar care nu sunt admisibile dacă este vizată re-utilizarea apei. Din această cauză trebuie aplicată o etapă terțiară de epurare numită *epurare avansată*, eficientă în eliminarea poluanților aflați în concentrații reduse (ppm, ppb). Dintre procesele de epurare avansate, cele mai studiate la momentul actual sunt procesele de oxidarea avansată care sunt eficiente în eliminarea poluanților organici aflați în concentrații mici; aceste procese pot fi aplicate pentru aducerea apelor uzate în condiții de re-utilizare dar au costuri ridicate mai ales datorită activării fotocatalizatorilor prin iradiere cu radiație din domeniul spectral UV (surse artificiale, consumatoare de energie și deci cu costuri semnificative).

I.2.1. Epurarea avansată a apelor prin procese fotocatalitice de oxidare avansată

Procesele de oxidare avansată sunt utilizate deoarece, spre deosebire de alte procese avansate (ex.: separarea pe membrană), dispun de avantajul operării în condiții normale de presiune și temperatură.

Procesele oxidative sub iradiere se pot desfășura în sisteme catalitice omogene – fotocataliza omogenă și respectiv în sisteme fotocatalitice heterogene.

Fotocataliza omogenă este procesul de oxidare avansată în care catalizatorul se găsește în aceeași stare de agregare cu reactanții. Aceste procese sunt fie activate de apa oxigenată (procese foto-Fenton), fie de ozon. În procesele foto-Fenton, radicalii hidroxil sunt generați prin adăugarea apei oxigenate la o soluție conținând săruri de Fe²⁺. De asemenea regenerarea Fe²⁺ este sprijinită de utilizarea radiației UV, costul procesului fiind însă substanțial crescut de acest aspect.

Fotocataliza heterogenă este procesul de oxidare avansată în care catalizatorul nu se găsește în aceeași stare de agregare cu reactanții. Acest proces a cunoscut o dezvoltare remarcabila în ultimii 25...30 de ani, deoarece reprezintă o alternativă eficientă de degradare a poluanților organici prezenți în concentrații reduse în apele uzate sau în aer (umed), cu formare de compuși gazoși netoxici (mineralizare).

I.2.2. Procese de oxidare avansată în fotocataliză heterogenă

Fotocataliza heterogenă a fost intens studiată ca proces de oxidare al compușilor organici din apă și aer, [25, 26]. Pe lângă utilizarea în procesele de epurare, fotocataliza heterogenă se poate aplica și în domeniul construcțiilor civile (suprafețe cu autocurățare), industria automobilistică (suprafețe antiaburire) și în domeniul sanitar (suprafețe antibacteriene), [27].

Procesele fotocatalitice heterogene sunt procese de oxidare avansată în care agenții oxidanți sunt produși în urma iradierii unui material fotocatalitic, [5] aflat în contact cu materialul din care se produc speciile oxidante (de exemplu, apă lichidă sau sub formă de vapori).

Prin expunerea semiconductorilor la radiație radiație UV sau Vis aceștia absorb energie permițând tranziția electronilor din banda de valență (BV) în banda de conducție (BC) dacă energia utilizată este cel puțin egală cu energia benzii interzise, formându-se astfel perechi electron - gol cu caracter reducător și respectiv oxidant, [6].

Fiind un proces de suprafață, fotocataliza heterogenă pe catalizator solid decurge după următoarele etape:

1) Adsorbția poluantului pe suprafața fotocatalizatorului;

2) *Iradierea semiconductorului* cu radiație de lungime de undă adecvată pentru generarea perechilor e⁻-h⁺;

3) *Reacții redox* între electronii sau golurile generate și apă cu formarea speciilor active în degradarea poluantului;

4) *Reacția de oxidare a poluantului* adsorbit la suprafața catalizatorului cu speciile oxidante generate, cu formarea produșilor intermediari de oxidare sau/și a produșilor finali de mineralizare;

5) *Desorbția produșilor de reacție* de pe suprafața catalizatorului, [28].

Mecanismul procesului fotocatalitic poate include numeroase reacții dar cele evidențiate mai jos sunt comune tuturor proceselor de fotocataliză heterogenă:

Etapa de activare prin iradierea semiconductorului cu formarea perechilor de electroni (e⁻) și goluri (h⁺) (ec. 1):

semiconductor +
$$h\nu \leftrightarrow$$
 semiconductor ($e_{BC}^- + h_{BV}^+$) (1)

- Eventuala recombinare a electronilor cu golurile foto-generate (ec. 2):

semiconductor $(e_{BC}^{-} + h_{BV}^{+}) \leftrightarrow$ semiconductor + hv (2)

- Reacții de oxido-reducere la suprafața fotocatalizatorului (ecuațiile 3, 4):

- electronii foto-generați pot participa la următoarele reacții:

$$\begin{array}{l} Ox_2 + e_{CB}^- \leftrightarrow \operatorname{Red}_2^- & \operatorname{reac} \downarrow ii \ de \ reducere \\ O_2 + e_{CB}^- \leftrightarrow O_2^- \\ O_2^- + H^+ \leftrightarrow HO_2^- \\ 2HO_2^- \leftrightarrow O_2 + H_2O_2 \end{array} \tag{3}$$

 $\begin{array}{l} H_2O_2 + h\nu \leftrightarrow 2HO \cdot \\ \mbox{- golurile foto-generate participă la următoarele reacții:} \\ h_{VB}^+ \mbox{-} Red_1 \leftrightarrow 0x_1^+ & reacții de oxidare \\ H_2O + h_{BV}^+ \leftrightarrow HO \cdot + H^+ \\ OH^- + h_{BV}^+ \leftrightarrow HO \cdot \end{array}$

(4)

Speciile radicalice generate prin ec. 4 sunt oxidanți puternici și pot descompune poluanții organici (pesticide, ierbicide, coloranți, medicamente etc.) adsorbiți la suprafa a semiconductorului, până la mineralizare. Produșii finali sunt apa, dioxidul de carbon și alte specii de tip oxid de nemetal.

În mecanismul proceselor fotocatalitice astfel prezentat, este evidențiat că eficiența fotocatalizei este mult influențată de:

(a) *recombinarea electronilor cu golurile* (ecuația 2), acest aspect fiind considerat principala cauză care conduce la eficiențele scăzute ale proceselor fotocatalitice, [28];

(b) *radiația utilizată în procesul fotocatalitic*. Tipul radiației (UV sau UV+VIS sau VIS) selectat funcție de banda interzisă a materialul fotocatalitic și intensitatea radiației utilizate pentru producerea perechilor electron-gol sunt factori determinanți în derularea procesului fotocatalitic

(c) *stabilitatea fotocatalizatorului în mediul apos* (în condiții de iradiere cu energie corespunzătoare domeniului spectral UV sau Vis) este importantă.

(d) *etapa de adsorbție a poluantului la suprafața catalizatorului* deoarece fotocataliza heterogenă este un proces de suprafață. Obținerea materialelor fotocatalitice cu suprafață specifică mare și crearea condițiilor favorabile adsorbiției poluanților prin optimizarea încărcarii superficiale a materialului fotocatalitic sunt cerințe care trebuiesc îndeplinite pentru eficientizarea proceselor fotocatalitice, [29].

Toți acești factorii trebuie considerați în momentul în care procesul este proiectat pentru a fi realizat și transpus până la nivel de scală industrială.

I.2.3. Scalarea proceselor fotocatalitice. Procese în regim static și procese în flux continuu

Scalarea proceselor de fotocataliză heterogenă cu aplicații în epurarea avansată a apelor nu a fost riguros studiată deoarece au existat numeroase bariere cum ar fi eficiența scăzută a procesului, costurile ridicate de material și de proces dar și lipsa unor cerințe normative care să impună acest tip de procese. Inițial, înainte de scalarea propriu-zisă, pentru simularea condițiilor reale se urmărește implementarea la nivel de demonstrator (nivel de pilot) a condițiilor de proces inițial optimizate la nivel de laborator iar regimul de funcționare trebuie să fie dinamic pentru ca rezultatele să se apropie de cele care se pot aștepta la nivel industrial. În prezent poluantul standard utilizat în procesele fotocatalitice de degradare a poluanților din apele uzate este albastrul de metilen, MB (Standardul ISO 10678 : 2010, [30]). Rezultate obținute utilizând filme fotocatalitice în procese derulate în flux continuu și în condiții similare cu cele reale sunt foarte puține mai ales că se urmărește, pe lângă eficiența procesului, și durabilitatea în condițiile de funcționare, [14]. Toate

aceste studii s-au axat pe scalarea compozitelor fotocatalitice la nivelul aplicațiilor practice. Pe lângă utilizarea în epurarea avansată a apelor, [31] se pot aminti și aplicații ca suprafețe cu autocurățare sau antimicrobiene.

Concluziile capitolului 1

Epurarea avansată a apelor uzate numită și treaptă terțiară de epurare este etapa suplimentară aplicată după procesele tradiționale în vederea aducerii apelor în parametrii în care acestea pot fi reutilizate. În zilele noastre costul ridicat al proceselor avansate de epurare limitează implementarea lor la nivel global. De aceea, în ultimii ani s-au făcut eforturi considerabile pentru găsirea de soluții accesibile și ușor de implementat pentru aceste procese.

Procesele de oxidare avansată reprezintă o bună alegere ca procese utilizate în epurarea avansată, iar cel mai utilizat material fotocatalitic este TiO₂ care dispune de proprietăți de stabilitate bune, doar că are bandă interzisă largă și deci utilizează radiație UV pentru activare costurile de proces fiind ridicate. O altă problemă a acestor procese o reprezintă recombinarea perechilor electron - gol fotogenerate, ceea ce conduce la scăderea drastică a eficienței procesului fotocatalitic.

Pentru Vis-activare și pentru evitarea recombinării, în ultima perioadă sunt intens studiate structurile de tip grafenă/derivați de grafenă cuplate cu semiconductori oxidici. Deoarece compatibilitatea între o matrice de oxid metalic (ionică) și grafenă (nepolară) este redusă, în compozitele fotocatalitice se optează pentru utilizarea oxidului de grafenă (GO) sau a oxidului de grafenă redus (rGO), favorizându-se astfel formarea de interfețe continue între matrice și umplutură; prin utilizara acestor compozite este îndeplinită și cerința de stabilitate în mediul apos (inclusiv la pH extrem) impusă materialelor fotocatalitice. Problema acestor structuri o reprezintă instabilitatea termică a derivaților de grafenă, de aceea metodele de obținere a compozitelor care utilizează acest tip de umplutură, trebuie atent selectate pentru a evita degradarea compușilor cu carbon din probă.

Scopul și obiectivele programului de doctorat

Scop: Dezvoltarea de materiale compozite Vis-active de tip semiconductor / derivat de grafenă, utilizate în epurarea avansată a apelor în vederea re-utilizării, pentru îndepartarea poluanților organici prin procese de fotocataliză.

Obiectivele programului de doctorat

01. Proiectarea materialului compozit Vis-activ de tip semiconductor / derivat de grafenă

O2. Depunerea și caracterizarea filmelor subțiri compozite și optimizarea procesului fotocatalitic la nivel de laborator

O3. Realizarea filmelor subțiri de compozite fotocatalitice la nivel de demonstrator, testarea eficienței fotocatalitice și optimizarea procesului fotocatalitic în flux continuu

OS1. Sintetizarea rezultatelor obținute și realizarea lucrării de doctorat

OS2. Valorificarea și diseminarea rezultatelor

Capitolul II. Condiții experimentale pentru obținerea și testarea filmelor subțiri solar-active utilizate la îndepărtarea poluanților organici din apă prin procese fotocatalitice de oxidare avansată

II.1. Materiale și reactivi

Materialele și reactivii utilizați pentru obținerea și testarea filmelor subțiri au fost:

- tetra-izopropoxid de titan (TTIP, Ti[OCH(CH₃)₂]₄) 97%, Sigma Aldrich;
- tetraclorură de titan (TiCl4) 99,9%, Acros Organics;
- acetilacetonă (AcAc, C₅H₈O₂) 99%, Scharlau;
- etanol (EtOH, C₂H₅OH) 99,3%, Chemical Company;
- acid acetic (HAc, CH₃COOH) 99,8%, Scharlau;

- dispersie apoasă de oxid de grafenă (GO) obținută prin metodă Hummers, [**Error! Bookmark not defined.**] modificată. Aceasta dispersie a fost produsa la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT, Bucuresti în cadrul grantului PCCDI 42/2018;

- dispersie etanolică de rGO obținută prin reducerea GO din dispersia apoasa. Și aceasta dispersie a fost produsa la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT, Bucuresti în cadrul grantului PCCDI 42/2018;

- apă distilată;

acid clorhidric HCl 37%, Scharlau, utilizat pentru evaluarea punctului izoelectic, PZC; s-au măsurat 4,18 mL HCl de concentrație 37% și s-au dizolvat într-un volum apă distilată de 0,5 L, obținându-se o soluție de concentrație 0,1 M;

- hidroxid de sodiu NaOH puritate 98%, Scharlau, utilizat pentru evaluarea PZC-ului și pentru ajustarea pH-ului poluantului; s-au dizolvat 2 g NaOH în 0,5 L apă distilată de, obținându-se o soluție de concentrație 0,1 M;

- albastru de metilen (MB), Scharlau, C.I.52015, soluții apoase cu concentrația 4 ppm si 10 ppm

- imidacloprid (IMD) 99,8%, Dr. Ehrenstorfer GmbH, soluție apoasă cu concentrația de 10 ppm

II.2. Echipamente

Echipamentele utilizate pentru obținerea și testarea filmelor subțiri au fost:

- vas cu agitator IKA C-MAG HS7

- baie cu ultrasunete, Dekang, DK-600H
- roboți industriali pentru depunerea filmelor subțiri, ABB/IRB540 și ABB/IRB2400L;
- două plite electrice cu încălzire, LHG Ceran 500 22EB-C și LHG Ceran 500 44EB-R
- cuptor electric, Nabertherm, LE14/11/B150 pntru tratament termic

- vase și ustensile de laborator: pahare Erlenmeyer și pahare Berzelius din sticla, pahare Berzelius din cuarț, sticlă de ceas, diuze de pulverizare, spatulă, baghetă de sticlă;

- balanță analitică, KERN, ALS 120-4;

- pH metru, Lovibond SD300;

- reactor fotocatalitic (realizat în centrul de cercetare) prevăzut cu maxim 7 lămpi pentru testarea la nivel de laborator a filmelor subțiri în regim static;

- surse de iradiere utilizate în reactorul fotocatalitic la nivel de laborator UV, UV+VIS, VIS: maxim 7 lămpi UV (Philips, TL-D BLB 18W/108) sau maxim 7 lămpi VIS (Philips, TL-D Super 80 18W/865) sau orice combinatie a celor doua;

- reactor fotocatalitic la nivel de demonstrator (realizat în centrul de cercetare), pentru teste în flux continuu , V_{rezervor} = 5L, V_{poluant} în contact cu fotocatalizatorul și sub iradiere = 1,2L;

- simulator solar (realizat în centrul de cercetare) utilizat cuplat cu reactorul fotocatalitic la nivel de demonstrator, prevăzut cu 20 de lămpi UV (Osram, Ultra-Vitalux 300W) și 52 de lămpi Vis (Osram, HaloparALU 100W), G_{total maxim} = 810 W/m² din care 23 W/m² radiație UV;

- piranometru, Delta-T Devices, tip BF3

II.3. Obținerea filmelor fotocatalitice

Lucrarea propune obținerea filmelor fotocatalitice utilizând două dintre cele mai ușor scalabile tehnici și anume tehnica SPD și tehnica sol-gel. Aceste tehnici au fot selectate pentru ca la final materialul fotocatalitic depus să fie performant și să se apropie de cerințele de cost impuse de obținerea fotocatalizatorilor la nivel industrial. Întrucât umplutura de derivat de grafenă este instabilă termic la temperaturi peste 160...170°C tehnicile de obținere au fost selectate pentru a nu degrada umplutura de (r)GO. Astfel, s-a încercat introducerea umpluturii de GO în soluția precursorului utilizată la depunerea SPD pentru a urmări dacă prin interfețele dezvoltate între matrice și umplutură se poate obține un material mai stabil la temperaturi ridicate. De asemenea s-au făcut încercări de inserare a umpluturii de GO prin depunere în picătură între două straturi subțiri

de TiO₂. Conform cu rezultatele înregistrate, s-a obținut apoi și o structură dublu strat cu un strat de TiO₂ depus prin SPD și tratat termic și un strat compozit obținut prin tehnica sol-gel și depus prin pulverizare la 100°C.

II.3.1. Filme subțiri fotocatalitice de TiO₂ obținute prin metoda pulverizarii cu piroliză (SPD)

Depunerea SPD a componentului oxidic – TiO₂ – din compozitele fotocatalitice a fost realizată variind tipul precursorului de dioxid de titan și substratul inert 1,5 cm x 1,5 cm: (1) sticlă acoperită cu film subțire de dioxid de staniu dopat cu fluor (Sticlă/FTO); (2) sticlă de grosime 4 mm (S) și (3) sticlă microscopică (SM); s-a variat și numărul de secvențe de pulverizare (20, 30, 40 de sevențe de depunere), temperatura de depunere (350°C și 400°C) și durata de tratament termic (3 ore respectiv 6 ore).

Dioxidul de titan a fost depus utilizând două tipuri diferite de precursori:

- tetra-izopropoxid de titan (TTIP) amestecat cu acetilacetonă (AcAc) ca ligand și etanol (EtOH) ca solvent, într-un raport volumic de 1:1:15 (TTIP:AcAc:EtOH);

- tetraclorură de titan (TiCl4) amestecata cu etanol ca solvent într-un raport volumic 1:20 (TTIP:EtOH).

II.3.2. Filme subțiri compozite multistrat TiO₂ SPD / oxid de grafenă obținute prin metoda depunerii în picătură / TiO₂ SPD

Filmele compozite cu matrice de TiO₂ și umplutură de derivat de grafenă au fost filme multistrat cu umplutura de GO (sub formă de dispersie apoasă de concentrație 3 mg/mL) inițial inserată prin metoda depunerii în picatură între două straturi subțiri de TiO₂ obținute prin metoda SPD.

Filmele multistrat au fost caracterizate din punct de vederea al morfologiei și compoziției elementale superficiale în vederea evidențierii prezenței umpluturii după depunerea stratului exterior la temperatură ridicată și apoi au fost testate în procese fotocatalitice care utilizează radiație solară simulată la nivel de laborator.

II.3.3 Filme subțiri compozite dublu strat de tip TiO_2 SPD / TiO_2 oxid de grafenă SPD

După testarea compatibilității între nanostructurile de tip GO și matricea oxidică de TiO₂ în compozitele obtinute prin depunere multistrat, s-a încercat introducerea dispersiei de oxid de grafenă în soluția precursorului utilizat la obținerea SPD a TiO₂. S-a încercat varianta depunerii SPD pentru a verifica dacă în urma legaturilor formate între matrice și umplutură, GO din compozitul final este mai rezistent la temperaturi ridicate. Straturile subțiri compozite astfel depuse au fost caracterizate din punct de vederea al morfologiei și compoziției elementale superficiale în vederea evidențierii prezenței umpluturii după depunere la temperatură ridicată.

II.3.4 Sinteza solului de TiO₂. Filme subțiri fotocatalitice dublu strat TiO₂ SPD / TiO₂ solgel

Pentru sinteza sol-gel a componentului oxidic TiO₂ utilizat ca matrice în compozitele fotocatalitice s-a optat pentru varianta pulverizării solului la temperatura de 100°C variind numărul de secvențe de depunere la 10, 15, 20 de secvențe. Ulterior s-a aplicat tratament termic filmelor obținute. S-a încercat aplicarea tratamentului final până la temperatura de 300°C pentru a urmări proprietățile de material în vederea incorporării umpluturii de GO sau rGO în sistemul precursor al solului.

Solul a fost sintetizat utilizând precursor TTIP, mediu continuu EtOH, agent de complexare AcAc, acid acetic (HAc) pentru asigurarea pH-ului de reacție și H₂O pentru hidroliză. Raportul volumic de amestecare a fost TTIP:EtOH:AcAc:HAc:H₂O = 1:0,8:0,04:0,009:0,12. Solul obținut a fost ultrasonat timp de 1,5 ore iar apoi a fost diluat cu etanol în raport volumic 1:5 sau 1:10 (sol:EtOH). Solul diluat a fost depus peste un strat intermediar de TiO₂ obținut SPD din precursor TTIP. Acest prim strat a fost depus utilizând 5, 10 sau 20 de secvențe de depunere. Stratul 1 de TiO₂ SPD a fost tratat termic la 450°C timp de 3 ore pentru creșterea cristalinității, având rolul de a permite creșterea uniformă a stratului 2 care va adopta (cel puțin parțial) organizarea stratului 1 cristalin. Prin această structură se urmarește creșterea gradului de cristalinitate a produsului final fără a se aplica un tratament termic la temperatură ridicată asupra filmului dublu strat. Testele au fost efectuate utilizând substratul Sticlă/FTO dar s-a testat și sticla ca substrat pentru a urmări dacă proprietățile filmului rezultat sunt satisfacătoare. Pe baza rezultatelor analizelor de morfologie și de compozițite elementală superficială a fost selectată varianta optimă de depunere în vederea incorporării umpluturii de derivat de grafenă în sistemul precursor al solului.

II.3.5 Sinteza solului de TiO₂ – (r)GO. Filme subțiri fotocatalitice dublu strat compozite de tip TiO₂SPD / TiO₂-GO sol-gel și TiO₂SPD / TiO₂-rGO sol-gel

S-a ales varianta introducerii dispersiei de GO sau rGO în sistemul precursor al solului. Varianta de depunere a fost: strat de legătură de TiO₂ SPD 20 sau 30 secvențe + 15 secvențe sol TiO₂ cu (r)GO. Solul a fost obținut confom cu receptura de obținere a solului de TiO₂ (TTIP:EtOH:AcAc:HAc:H₂O = 1:0,8:0,04:0,009:0,12_v) numai că, pentru compozitele cu GO, în locul apei s-a introdus dispersie apoasă de GO. Conținutul masic de GO în compozit a fost selectat la 0,25%, 1,4%, 3%, 5% sau 10%, În cazul compozitelor cu rGO în locul etanolului s-a introdus dispersie etanolică de rGO iar conținutul de rGO din stratul compozit a fost variat obținându-se compozite cu 0,15%, 0,9%, 3%, 5% sau 7,5% rGO. Solurile care conțineau umplutură de GO în concentrație 0,25% și 1,4% în compozit au fost diluate în raport volumic 1:10 sol:EtOH și în raport 1:5 sol:EtOH și au fost depuse (ca strat 2) peste stratul 1 de TiO₂ SPD la temperatura de 100°C utilizând 15 secvențe de depunere cu 60s pauză între două secvențe consecutive. Ulterior depunerii, temperatura de tratament termic aplicat acestor filme dublu strat a fost variată între 100 și 150°C timp de 1 oră.

Probele au fost denumite utilizând următorul sistem de coduri: tipul substratului / primul strat depus cu diferite secvențe de pulverizare / stratul 2 menționând tipul de umplutură (GO, rGO sau fără umplutură), tipul diluției (1:5 sau 1:10), temperatura tratamentului termic (100°C, 150°C, 200°C sau 300°C) și concentrația de umplutură în acest strat compozit (x‰).

Probele cu conținut mai mare de GO (3‰, 5‰, 10‰) și toate cele cu rGO au fost depuse peste un strat intermediar de TiO₂ obținut prin depunerea a 30 de secvențe de pulverizare (Sticlă/FTO/TiO₂ SPD30). Tratamentul termic final pentru aceste filme compozite a fost selectat la 150°C timp de 1 oră.

Structura optimizată a fost utilizată pentru obținerea de filme subțiri la nivel de demonstrator pe substraturi de 20 cm x 30 cm.

II.4. Metode de caracterizare a filmelor fotocatalitice

Filmele obținute respectând condițiile anterior prezentate au fost caracterizate funcție de proprietățile de material urmărite:

a. *Gradul de cristalinitate și fazele cristaline* din filmele subțiri au fost evaluate utilizând Difractometrul de raze X (XRD) model Bruker D8 Discover, mărimea pasului de scanare 0,024, viteza de scanare 1,5 s/pas pe domeniul $2\theta = 5^{\circ} \dots 70^{\circ}$. Soft-ul de evaluare a cristainității este Diffrac.EVA 5.0.

b. *Morfologia suprafețelor* a fost investigată utilizând Microscopul electronic de baleiaj (SEM) model Hitachi S-3400 N type II și Microscopul de forță atomică (AFM) model NT-MDT, BL222RNTE.

c. *Compoziția elementală superficială* a fost evaluată utilizând Spectroscopia de raze X cu dispersie de energie (EDX) model Thermo.

d. *Rugozitatea suprafețelor* a fost evaluată utilizând Microscopul de forță atomică (AFM) model NT-MDT, BL222RNTE soft Nova.

e. *Hidrofilia suprafețelor* a fost evaluată prin măsurători ale unghiului de contact cu apa (WCA) utilizând echipamentul DataPhysics GmbH OCA 20 cu volumul picăturii de apă de 10 μL.

f. *Punctul izoelectric* al substratului Sticlă/FTO, al primului strat TiO₂ SPD și al filmelor subțiri compozite a fost evaluat utilizând titratorul automat SI Analytic Titroline 6000.

g. *Transmitanța filmelor* a fost evaluată înainte și după procesul de fotocataliză utilizând Spectrofotometrul UV–VIS-NIR model Perkin Elmer Lambda 950.

II.5. Evaluarea eficienței filmelor fotocatalitice în degradarea poluanților organici

Filmele subțiri obținute și caracterizate au fost testate pentru a evidenția eficiența lor în procese de fotocataliză utilizând poluantul standard albastru de metilen (MB), [30], și pesticidul incolor imidacloprid (IMD).

Experimentele fotocatalitice inițiale, utilizând filmele de TiO₂ depus prin pulverizare cu piroliză, au fost efectuate în regim static utilizând un fotoreactor cilindric echipat cu 6 lămpi UV (G = 20 W/m²).

În acest grup de experimente s-a utilizat o soluție apoasă de MB cu concentrația de 4 ppm. S-au utilizat pahare Berzelius de cuarț (transparente la radiația UV) de 50 de mL în care s-au introdus 20 mL soluție de MB iar apoi au fost imersate filmele subțiri de 1,5 cm x 1,5 cm. La începutul testelor, probele au fost lăsate o oră la întuneric pentru a se ajunge la echilibrul de adsorbție / desorbție. Apoi, probele s-au supus iradierii și s-au prelevat probe la t = 1, 2, 4, 6 și 8 ore pentru a testa concentrația reziduală de MB.

Eficiența de fotodegradare a MB (η) a fost calculată conform cu ecuația 14:

$$\eta_{t} = \frac{\mathbf{A}_{0} - \mathbf{A}_{t}}{\mathbf{A}_{0}} \cdot 100 \tag{14}$$

unde: A₀ reprezintă absorbanța inițială a soluției de colorant și A_t este absorbanța după t ore de la începerea experimentului (1 oră în întuneric și t-1 ore de iradiere), măsurate la lungimea de undă corespunzatoare maximului de absorbție pentru MB (λ = 664 nm), utilizând Spectrofotometrul UV-VIS-NIR.

În experimentele fotocatalitice utilizând filmele compozite s-au folosit soluții apoase de poluanți (MB sau IMD) de concentrație 10 ppm conform cu standardul ISO 10678:2010. Radiația utilizată în experimente a fost radiație solara simulată de tipul UV+VIS: 2 lămpi UV și 5 lămpi VIS (G = 55 W/m² din care 3 W/m² corespund radiației UV). Experimente similare au fost efecutate sub iradiadiere numai cu radiație UV (G = 3 W/m²). Testele au fost efectuate similar și anume 1 oră intuneric + 8 ore iradiere cu citirea absorbanțelor la fiecare oră (pentru MB la λ = 664 nm iar pentru IMD la λ = 269 nm). Adițional au fost efectuate numai teste de adsorbție, la întuneric (9 ore).

Experimentele fotocatalitice în flux continuu au utilizat fotoreactorul demonstrator cu placa fotocatalitică de 20 cm x 30 cm și poluantul MB. S-au utilizat 5L de soluție de albastru de metilen 10 ppm și s-a lucrat cu un debit de soluție de poluant de 1 L/min. Procesul s-a desfășurat timp de o oră în întuneric urmat de iradiere continuă timp de 5 ore utilizând un simulator solar (G = 810 W/m² din care 23 W/m² au corespuns radiației UV). Experimentele fotocatalitice au fost efectuate în trei cicluri succesive utilizând, în fiecare ciclu, soluție proaspăt preparată de MB 10 ppm. Înainte de primul ciclu fotocatalitic, fiecare film subțire de fotocatalizator a fost condiționat timp de o oră prin expunere la radiație UV (G = 23 W/m²) pentru inducerea superhidrofiliei. După fiecare ciclu fotocatalitic, filmele subțiri au fost regenerate, inițial în fotoreactor în flux de apă distilată timp de 30 de minute și înainte de al doilea și al treilea ciclu, filmele au fost mai întâi umectate cu apă distilată și apoi au fost iradiate timp de 2 ore utilizând radiație UV + VIS (G_{total} = 810 W/m² din care 23 W/m² radiație UV) pentru regenerarea / autocurățarea suprafaței si pentru condiționarea filmului fotocatalitic.

Capitolul III. Filme fotocatalitice subțiri de TiO₂ obținute prin metoda SPD utilizate la fotodegradarea albastrului de metilen

Filmele subțiri fotocatalitice de TiO₂ obținute prin metoda pulverizării cu piroliză au fost caracterizate și testate în procesele fotocatalitice de degradare a MB.

III.1. Caracterizarea structurală, morfologică, de compoziție superficială și de rugozitate a filmelor de TiO₂

Caracterizarea filmelor subțiri de TiO₂ obținute prin SPD s-a efectuat vizând cristalinitatea (XRD), morfologia și rugozitatea (SEM și AFM), compoziția elementală supeficială (EDX).

Analiza difractogramelor filmelor de TiO₂ a indicat prezența dioxidului de titan, polimorful anatas ca principal component cristalin. În filmele depuse pe Sticlă/FTO și sticlă microscopică (SM) se observă de asemenea peak-urile caracteristice SnO₂ și respectiv MgO din substraturi. Rezultatele obținute au arătat că gradul de cristalinitate nu este îmbunătățit semnificativ prin creșterea duratei de tratament termic, [32], ca urmare filmele de TiO₂ au fost tratate termic mai departe timp de 3 ore.

Din micrografiile SEM s-a observat formarea agregatelor de TiO₂ pe suprafața filmelor, în special pe straturile subțiri având ca precursor TiCl₄, ca rezultat al procesului de depunere, când solventul vaporizează iar concentrația precursorul de titan în picături devine ridicată susținând o reacție mai rapidă care conduce la obținerea unor filme mai rugoase decât cele obținute utilizând TTIP, care are nevoie de mai mult timp pentru a finaliza piroliza, [33]. Din această cauză, rugozitatea filmelor de TiO₂ obținute utilizând TiCl₄ este semnificativ mai mare cum se poate observa și din micrografiile AFM și valorile de rugozitate (Tabel 1). Aceste tipuri de agregate încorporate la suprafața filmului pot crește eficiența proceselor fotocatalitice prin creșterea numărului de centrii de adsorbție a MB.

Probă	Rugozitate [nm]	Probă	Rugozitate [nm]
Sticlă/FTO/TiO2-TT3ore	7,9	Sticlă/FTO/TiO2(CI)-TT3ore	15,8
Sticlă/FTO/TiO2-TT6ore	7,9	Sticlă/FTO/TiO2(CI)-TT6ore	18,1
S/TiO ₂ -TT3ore	4,1	S/TiO2(CI)-TT3ore	18,9
S/TiO ₂ -TT6ore	2,7	S/TiO ₂ (Cl)-TT6ore	20,4
SM/TiO ₂ -TT3ore	2,3	SM/TiO ₂ (Cl)-TT3ore	13,4
SM/TiO ₂ -TT6ore	4,8	SM/TiO2(CI)-TT6ore	6,8

Tabel 1 Rugozitatea straturilor subțiri de TiO₂

Filmele astfel caracterizate au fost utilizate în experimente de fotocataliză pentru a corela proprietățile de material cu răspunsul fotocatalitic.

III.2. Eficiența de fotodegradare a poluantului standard albastru de metilen utilizând filmele subțiri de TiO₂ SPD. Factori care influențează eficiența de fotodegradare

Materialele obținute au fost testate apoi în procese de fotodegradare a albastrului de metilen (MB). Testele de fotodegradare au fost efectuate în regim static, sub iradiere cu radiație UV (iradianța G~20 W/m²). Filmele obținute utilizând ca precursor TiCl₄ conduc la eficiențe de fotodegradare ușor mai ridicate după 8 ore de iradiere (aproximativ 36%). Rezultatele demonstrează că morfologia suprafeței este factorul principal care guvernează procesul de degradare a MB, deoarece filmele subțiri obținute utilizând TTIP, chiar și cu o cristalinitate mai mare dar cu o rugozitate semnificativ mai redusă, arată o eficiență de îndepărtare a MB mai mică. Cele mai bune rezultate se obțin atunci când se utilizează filme subțiri de TiO₂ depuse pe substratul FTO; datorită conținutului de SnO₂ dopat cu fluor din stratul Sticlă/FTO, oxidul de staniu de la interfață se poate intercala în rețeaua TiO₂ iar sistemul tandem rezultat are o fotoactivitate mai mare decât TiO₂ pur, așa cum s-a raportat deja în literatură, [34], deoarece aceste structuri tandem favorizează o mișcare mai extinsă a electronilor și a golurilor fotogenerate, evitând astfel recombinarea.

Cercetările ulterioare au urmărit efectul pe care îl are creșterea numărului de secvențe de depunere la 30 sau 40 asupra creșterii uniforme a filmelor subțiri de TiO₂ pe substraturile Sticlă/FTO și sticlă. Pentru testarea compatibilității acestor matrici cu nanostructuri pe bază de carbon s-a utilizat inițial precursorul TTIP depus în 40 de secvențe, pentru obținerea filmelor de TiO₂, deoarece experimentele au demonstrat obținerea unor filme mai uniforme comparativ cu cele obținute din TiCl₄ iar substratul selectat a fost Sticlă/FTO deoarece reprezintă o interfață optimă între substrat și stratul subțire de dioxid de titan depus.

Concluziile capitolului 3

Filmele subțiri de TiO₂ depuse prin metoda SPD utilizând ca precursori TTIP și TiCl₄ au fost investigate pentru îndepărtarea albastrului de metilen prin procese fotocatalitice. Rezultatele experimentale (SEM și AFM) subliniază că prin utilizarea precursorului organo-metalic se obțin filme mai dense dar cu rugozitate mai mică; eficiența de fotodegradare a albastrului de metilen utilizând straturi subțiri de TiO₂ depinde de tipul de substrat și de tipul de precursor utilizat pentru depunerea filmelor fotocatalitice; cea mai mare eficiență în eliminarea MB s-a obținut la utilizarea de filmele subțiri de TiO₂ depuse pe substrat de Sticlă/FTO utilizând precursorul TiCl₄. Eficiențe apropiate de 36% au fost observate la ambele tipuri de filme, tratate termic fie timp de 3 fie timp de 6 ore. S-au observat eficiențe de fotodegradare apropiate (peste 30%) și pentru filmele subțiri de TiO₂ depuse pe substrat de sticlă utilizând precursorul anorganic. Astfel s-a demonstrat că rugozitatea filmului este factorul determinant care guvernează eficiența îndepărtării MB din apele uzate la concentrații foarte mici. Cele mai performante filme vor fi utilizate în continuare ca matrice pentru compozite Vis-active, cu umplutură de derivat de grafenă.

Capitolul IV. Filme fotocatalitice subțiri de tip compozite Vis-active cu matrice de TiO₂ și umplutură de GO sau rGO utilizate pentru fotodegradarea poluanților organici

Filmele compozite cu matrice de TiO₂ și umplutură de oxid de grafenă, GO, au fost depuse inițial prin inserarea umpluturii (depunere în picătură) între 2 straturi de TiO₂ depuse prin metoda SPD, stratul exterior având rol de protecție a umpluturii de GO care sub acțiunea factorilor de mediu pe durata proceselor fotocatalitice ar putea fi îndepărtată; într-un șir ulterior de experimente s-a optat pentru introducerea umpluturii în soluția de precursor de TiO₂ pentru depunere SPD. Filmele obținute au fost caracterizate și testate în procese de fotocataliză. S-a constatat că umplutura de GO nu este stabilă la temperaturi ridicate atunci când se utilizează tehnica SPD și de asemenea că poate fi afectată de condițiile de mediu atunci când este utilizată depunerea în picătură De aceea, s-a optat pentru varianta introducerii umpluturii (GO sau rGO) în sistemul precursor al solului care a fost pulverizat la temperatură mai scăzută obținându-se filme subțiri compozite.

IV.1. Filme subțiri compozite multistrat de tip TiO₂ SPD / GO depunere din picătură / TiO₂ SPD și eficiența lor în fotodegradarea albastrului de metilen.

S-a analizat varianta inserării unui strat de GO depus prin metoda depunerii în picătură la temperatura ambientală.

Initial au fost caracterizate filmele dublu strat cu un prim strat de TiO₂ SPD peste care s-a depus, utilizând metoda depunerii din picătură, două volume (diferite) de dispersie de GO (concentrația dispersiei apoase de GO a fost 3mg/mL) și anume 0,1 mL și 0,2 mL iar rezultatele de caracterizare au demonstrat dezvoltării interfețelor (continue) între matricea de TiO₂ si umplutura de GO. După depunerea GO s-a depus un strat exterior protector de TiO₂ prin SPD pentru ca filmul compozit multistrat să fie utilizat în teste de fotocataliză pentru degradarea albastrului de metilen, evitânduse astfel "spălarea" umpluturii în condițiile de proces, [35].

În difractogramele prezentate în Fig. 6 se observă peak-urile caracteristice polimorfului anatas în toate cele 3 probe. Gradul mai ridicat de cristalinitate al stratului 1 comparativ cu compozitul multistrat (Tabel 2), demonstrează că tratamentul termic joacă un rol important în formarea fazelor cristaline. Pe proba TiO₂SPD/GO este evidențiat și peak-ul corespunzător fazei GO, care nu mai apare însă în compozitul final, ceea ce pune sub semnul întrebării prezența oxidului de grafenă în structura propusă. Analizele XRD demonstrează însă existența unor straturi foarte *Fig. 5Difractogramele filmelor subțiri (a) TiO*2 subțiri suprapuse de oxid de grafenă (Tabel 2) care *SPD; (b) TiO₂ SPD/GO; (c) TiO₂ SPD/GO/TiO₂ SPD* nu pot fi detectate în analiza XRD.



obținute utilizând precursor anorganic (TiCl4)

De asemenea, trebuie luată în considerare și varianta eliminării parțiale a stratului de GO în urma pulverizării stratului exterior de TiO₂, datorată temperaturii de depunere și presiunii gazului purtător.

Droha	Dimensiunea	Grad de	Grosime
Proba	cristalitelor [nm]	cristalinitate [%]	strat [nm]
TiO₂SPD	16,95	40,2	653
TiO ₂ SPD/GO (anatas, TiO ₂)	15,37	70.0	12,5
TiO₂ SPD/GO (GO)	4,38	70,2	
TiO ₂ SPD/GO/TiO ₂ SPD (TiO ₂ , strat exterior)	16,48	31,9	803

Tabel 2 Cristalinitatea și grosimea filmelor multistrat

Micrografiile SEM (Fig. 7) confirmă prezența agregatelor de TiO₂ pe o suprafață poroasă care favorizează adsorbția GO-ului din dispersia care va fi depusă deasupra. Se pot observa filamentele caracteristice de GO (Fig. 7b) iar oxidul de grafenă este bine distribuit pe întrega suprafață a primului strat. Analizând compoziția elementală (Tabel 3) a punctelor selectate în imaginile SEM, se poate concluziona că agregatele de TiO₂ și suprafața poroasă permit o bună adsorbție a oxidului de grafenă. De asemenea se observă o similaritate între stratul 1 și stratul 3, confirmând buna depunere a stratului exterior. Conținutul elemental al punctelor selectate 1, 2 și 3 în imaginea TiO₂ SPD/GO (Fig. 7b) și inclus în Tabelul 3, permite concluzionarea că agregatele TiO₂ (Pct 1) susțin depunerea GO. Mai trebuie menționat faptul că depunerea celui de-al doilea strat de TiO₂ prin SPD ar putea elimina parțial GO. Cu toate acestea, rezultatele EDX demonstrează că depunerea stratului exterior nu afectează complet umplutura, GO fiind încă prezent în structura multistrat.



a. TiO₂ SPD b. TiO₂ SPD/GO c. TiO₂ SPD/GO/TiO₂ SPD Fig. 6 Micrografiile SEM ale filmelor: a. Stratul 1 TiO₂ depus pe substrat de sticlă , b. Dublu stratul TiO₂ / GO și c. Multistratul TiO₂ / GO / TiO₂ obținute utilizând precursor anorganic TiCl₄ și dispersie apoasă de GO

Probă		Element [%at]				
		С	Ti	0	Si	
a. TiO₂ SPD		- 29,03 62,11 8			8,85	
	Pct 1	25,68	16,11	58,20	-	
b. TiO ₂ SPD/GO	Pct 2	48,81	3,45	46,74	-	
	Pct 3	50,46	4,98	44,56	-	
c. TiO ₂ SPD/GO/Ti	D ₂ SPD	3,36	33,87	62,76	-	

Tabel 3 Compoziția elementală a filmelor

S-a efectuat un test preliminar de fotocataliză în regim static, în condiții de iradiere care simulează radiația solară la iradianță mai redusă (G~55 W/m² din care 3 W/m² UV). Poluantul a fost MB (10 ppm) iar după 8 ore de iradiere eficiența de fotodegradare a fost 40,80%. Procentul relativ ridicat al eficienței fotodegradării la iradianță mică, demonstrează o bună activitate a compozitului în procese fotocatalitice.

Ulterior s-au efectuat teste utilizând compozite obținute prin introducerea umpluturii de GO în sistemul precursor de TiO₂ pentru depunere SPD pe substratul Sticlă/FTO, deoarece stabilitatea în condițiile de lucru a umpluturii depuse în picătură poate fi afectată și de asemenea pentru a demonstra prin rezultate de caracterizare dacă umplutura este stabilă la temperaturile ridicate utilizate pentru depunerea SPD.

IV.2. Filme subțiri compozite dublu strat de tip TiO₂ SPD / TiO₂ - GO SPD. Influența temperaturii de depunere asupra stabilității materialului fotocatalitic compozit

Au fost caracterizate compozitele dublu strat atunci când s-a optat pentru varianta introducerii dispersiei apoase de GO (cu concentrația de 3 mg/mL), cu volum de 0,1 mL sau 0,2 mL, în soluția precursorului de TiO₂ urmată de depunere SPD peste un strat intermediar de TiO₂ SPD. S-a urmărit stabilitatea compozitului cu umplutură de GO la temperatura ridicată de depunere (400°C).

Concluzia care s-a putut formula a fost că temperatura ridicată de depunere SPD a compozitelor cu TiO₂ și GO (400°C) conduce la eliminarea compusului cu carbon din structurile depuse.

În urma acestor rezultatelor s-a concluzionat că nanostructurile pe bază de (r)GO nu sunt deosebit de stabile la temperaturi ridicate în condiții atmosferice, de aceea s-au analizat în continuare filme compozite cu umplutură de deriviat de grafenă obținute prin tehnici care nu implică utilizarea temperaturilor ridicate de depunere.

IV.3. Filme subțiri fotocatalitice dublu strat TiO₂ SPD / TiO₂ sol-gel și eficiența de fotodegradare a poluantului standard albastru de metilen

Au fost testate filmele dublu strat care nu conțin umplutura inserată în matricea de TiO₂ pentru a selecta varianta optimă de depunere a filmelor dublu strat. Varianta unui strat intermediar cristalin favorizează depunerea mai uniformă a straului compozit. În cazul depunerii stratului compozit prin pulverizarea solului diluat se caută strategii de creștere a cristalinității finale fără a aplica un tratament termic la temperaturile înalte solicitate de obținerea polimorfilor cristalini. Un strat intermediar cu grad ridicat de cristalinitate poate să favorizeze creșterea ordonată a straului subțire 2. Pentru identificarea variantei optime de depunere s-a variat numărul de secvențe de depunere a stratului 1 prin SPD (5, 10, 20) și a stratului 2 (10, 15, 20) prin pulverizarea solului diluat si s-a ajuns la varianta filmelor obținute utilizând un sol mai concentrat (diluție 1:5 și 15 secvențe de pulverizare) depus pe un strat de legatură TiO₂ SPD prin 20 su 30 de secvențe de pulverizare. Întrucât varianta de tratament termic aplicat la temperatura de 300°C nu influentează semnificativ morfologia suprafețelor s-a renunțat la această variantă de tratament termic pentru a evita degradarea derivaților de grafenă în momentul când aceștia vor fi inserați în sistemul propus. S-a luat însa în considerare varianta tratării termice la temperatura de 150°C. S-au efectuat caracterizări XRD care au aratat că gradul de cristalinitate a crescut cu aproximativ 3 procente pe filmul dublu strat față de straul 1 confirmând creșterea ordonata a stratului 2 peste un prim strat cu un grad de cristalinitate ridicat chiar dacă temperatura de depunere nu sprijină obținerea de structuri cristaline. Micrografia SEM a filmelor fără umplutură este prezentată în Fig. 8



*Fig. 7 Micrografie SEM pentru filmul dubu strat Sticlă/FTO/TiO*₂ *SPD30/TiO*₂ *SG15 150TT* Acest film a fost testată în procese de fotocataliză pentru degradarea MB 10 ppm la nivel de laborator. S-au selectat variantele de iradiere UV+VIS (G ~ 55 W/m² din care ~ 3 W/m² UV) și numai UV (G ~ 3 W/m²) și au fost efectuate și teste de adsorbție (la întuneric).

Tabel 4 Eficiențele de fotodegradare a MB sub iradiere UV+VIS pe probele Sticlă/FTO/TiO₂ SPD 30 și Sticlă/FTO/TiO₂ SPD30/TiO₂ SG15 150TT

	Eficiența [%]				
Proba	1 oră	1 oră	4 ore	8 ore	
	intuneric	UV+VIS	UV+VIS	UV+VIS	
Sticlă/FTO/TiO₂ SPD 30	4,21	5,66	8,42	13,65	
Sticlă/FTO/TiO ₂ SPD30/TiO ₂ SG15 150TT	5,89	6,65	13,18	15,54	

Tabel 5 Eficiențele de fotodegradare a MB sub iradiere UV pe probele Sticlă/FTO/TiO₂ SPD 30 și Sticlă/FTO/TiO₂ SPD30/TiO₂ SG15 150TT

Proba	Eficiența [%]				
	1 oră intuneric	1 oră UV	4 oră UV	8 ore UV	
Sticlă/FTO/TiO₂ SPD 30	4,74	6,00	8,29	14,17	
Sticlă/FTO/TiO2SPD30/TiO2SG15150TT	5,72	5,99	13,77	15,01	

Tabel 6 Eficiențele de adsorbție ale MB la întuneric pe probele Sticlă/FTO/TiO₂ SPD 30 și SticlăFTO/TiO₂ SPD30/TiO₂ SG15 150TT

Proba	Eficiența [%], la întuneric			
	1 oră	2 ore	5 ore	9 ore
Sticlă/FTO/TiO₂ SPD 30	4,62	5,89	6,53	7,19
Sticlă/FTO/TiO2 SPD30/TiO2 SG15 150TT	5,29	5,03	7,11	8,02

Rezultatele din Tabelele 4 și 5 arată că probele (conținând numai TiO₂) sunt activate numai prin iradiere cu radiație UV, întrucât rezultatele obținute utilizând radiația UV+VIS comparativ cu radiația UV sunt similare. Acestă variantă de depunere și cea cu un prim strat depus cu 20 de secvențe de pulverizare au fost selectate pentru depuneri de compozite în care umplutura este inserată în sistemul precursor al solului.

IV.4. Filme subțiri compozite dublu strat de tip TiO₂ SPD (strat1) / TiO₂ – GO sol-gel (strat2) sau de tip TiO₂ SPD (strat1) / TiO₂ – rGO sol-gel (strat2) și eficiența lor în fotodegradarea poluanților organici

Rezultatele din Tabelele 4 și 5 arată că probele (conținând numai TiO₂) sunt activate numai de radiația UV, întrucât rezultatele obținute utilizând radiația UV+VIS sunt similare cu cele obținute utilizând radiația UV.

Acestă variantă de depunere și cea cu un prim strat depus cu 20 de secvențe de pulverizare au fost selectate pentru depuneri de compozite în care umplutura este inserată în sistemul precursor al solului.

IV.4.1. Optimizarea filmelor compozite dublu strat de tip TiO₂ SPD / TiO₂ – (r)GO sol-gel

Inițial s-a selectat varianta introducerii dispersiei de GO pentru a se ajunge la concentrația oxidului de grafenă în receptura compozitului final de 0,25‰. S-a utilizat varianta de depunere a stratului de legătură de TiO₂ SPD pulverizând 20 de secvențe peste care au fost depuse 15 secvențe de sol de TiO₂ - GO. S-a testat efectul diluției 1:5 sau 1:10 sol:EtOH și a tratamentului termic asupra propriețăților de material și asupra performanțelor fotocatalitice ale filmelor compozite. Chiar și în concentrație mică în compozit, analizele de caracterizare efectuate pe probele cu 0,25‰ GO au demonstrat prezența umpluturii datorită metodei alese pentru obținera a filmelor subțiri (sol-gel). Utilizarea solului diluat 1:5 a demonstrat obținerea unei suprafețe mai rugoase și este de așteptat ca straturile subțiri compozite obținute din acest tip de sol să se comporte superior în procesele fotocatalitice. Astfel, diluția solului selectată în continuare a fost sol:EtOH = 1:5. Chiar dacă filmele compozite par să reziste până la temperatura de 200°C, ușoarele modificări de morfologie și compoziție conduc la selectarea variantei de tratament termic optim la temperatura de 150°C.

În continuare s-au depus filme care au avut un conținut de 1,4‰ GO în stratul compozit și au fost comparate cu probele cu 0,25‰.

Difractogramele din Fig. 9 indică prezența peak-urilor caracteristice de TiO₂ anatas și SnO₂ din substrat. Peak-ul caracteristic GO (11,7°) nu este observat, în schimb apariția unui peak, mai vizibil, la 5,5° poate fi datorat umpluturii de GO (C ortorombic). Este de așteptat ca probele cu concentrație mai mare de GO să se comporte superior în procesele de fotocataliză întrucât o cristalinitate mai ridicată implică o mobilitate mai ridicată a purtătorilor de sarcină prevenind recombinarea.



Fig. 8 Difractogramele XRD a filmelor pentru: (a) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20; (b) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 0,25% 1:5 100TT; (c) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 0,25% 1:5 150TT; (d) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 1,4% 1:5 100TT; (e) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 1,4% 1:5 150TT

Micrografiile SEM subliniază prezența filamentelor (placutelor) de GO pe proba cu 0,25‰ GO tratată la 150°C, similar cu cea tratată la 100°C; la o concentrație mai mare de GO se observă formarea de agregate mari sugerând o depunere mai neuniformă; rezultatele EDX din Tabelul 7 indică un conținut scăzut de carbon la suprafața agregatelor (Punctele 1 din Fig. 10a – 10d) și un conținut mai mare de carbon pe structurile de GO și între acestea (Punctele 3 și 2 din Fig. 10a – 10d) sugerându-se că plăcuțele de GO sunt poziționate (și) orizontal în compozit și sunt acoperite cu TiO₂, în principal în probele cu 1,4‰ GO, unde fășiile de GO poziționate vertical nu sunt ușor observabile.



(a) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 0,25% 1:5 100TT



SPD20 / TiO₂-GO SG

0,25% 1:5 150TT



(c) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 1,4% 1:5 100TT



(d) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 1,4% 1:5 150TT

Fig. 9 Micrografiile SEM ale filmelor cu 0,25‰ GO și 1,4‰ GO tratate termic la 100°C și 150°C

Tabel 7 Compoziția elementală superficială a filmelor cu 0,25‰ GO și 1,4‰ GO tratate termic la 100°C și 150°C

Probă		Element [%at]			
		C	Ti	0	ES*
(a) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD2O / TiO₂-GO SG 0,25% 1:5 100TT	Punct 1	1,50	30,75	61,59	6,16
	Punct 2	6,87	15,65	57,31	20,17
	Punct 3	12,33	17,93	61,52	8,23
(b) Sticlă / FTO / TiO ₂ SPD20 / TiO ₂ -GO SG 0,25% 1:5 150TT	Punct 1	2,64	30,77	60,04	6,54
	Punct 2	7,01	13,38	61,75	17,85
	Punct 3	9,36	14,13	63,90	12,61
(c) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 1,4% 1:5 100TT	Punct 1	8,18	31,87	58,44	1,51
	Punct 2	11,25	24,52	60,93	3,31
	Punct 3	11,32	25,77	60,81	2,10
(d) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD2O / TiO₂-GO SG 1,4% 1:5 150TT	Punct 1	7,45	30,20	61,36	0,99
	Punct 2	9,09	26,25	59,07	5,59
	Punct 3	11,43	25,20	56,92	6,45

*ES-elemente din substrat

Rezultatele RMS (Tabel 8) indică diferențe între probele cu concentrație de umplutură diferită. Variația temperaturii tratamentului termic nu a influențat morfologia dar temperatura mai ridicată a tratamentului termic duce la o ușoară creștere a rugozității filmelor subțiri compozite, în principal pe filmele cu 1,4‰ GO. Concentrația mai mare a materialului de umplutură în compozit conduce la

o valoare mai mare a RMS și este de așteptat ca aceste compozite, cu rugozitate mai mare, să conducă la obținerea de rezultate mai bune în fotocataliză.

Probă	RMS inițial [nm]	
Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 0,25% 1:5 100TT	82,0	
Sticlă / FTO / TiO₂ SPD20 / TiO₂-GO SG 0,25% 1:5 150TT	94,3	
Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD20 / TiO $_2$ -GO SG 1,4% 1:5 100TT	283,9	
Sticlă / FTO / TiO2 SPD20 / TiO2-GO SG 1,4% 1:5 150TT	313,1	

Tabel 8 Rugozitatea îcompozitelor cu conținut de GO 0,25‰ și 1,4‰ tratate la 100°C și la 150°C

Rezultatele obținute analizând proprietățile de material ale filmelor compozite arată că o creștere în concentrația umpluturii în compozit conduce la obținerea de materiale care pot fi mai eficiente în procesele de fotocataliză. În acest sens s-a testat influenta creșterii acestei concentrații asupra proprietăților de interes în filme cu 3‰, 5‰ și 10‰ GO în compoziție.

Chiar și la un conținut ridicat de GO în compozit, în difractogramele XRD nu se poate observa peakul corespunzător umpluturii de GO. Acest aspect poate fi rezultatul legăturilor chimice dezvoltate (parțial) între TiO₂ și GO. Se observă o creștere ușoară a gradului de cristalinitate odată cu creșterea conținutului de GO în compozit (cu aplatizare la mai mult de 5‰ GO, GC = 45,2%) și este de așteptat ca straturile subțiri cu o concentrație mare de GO să fie mai eficiente în procesele de fotocataliză. Din micrografiile SEM s-a observat că o dată cu creșterea conținutului de GO suprafața filmelor compozite devine mai uniformă cu prezența agregatelor mici de TiO₂. Acest fapt poate fi datorat creșterii numărului de locuri unde se pot creea legături de tip C-O-Ti între matrice și umplutură. Sau observat structurile specifice GO cu filamentele încărcate cu particule de TiO₂, iar compoziția elementală superficială la nivelul întregii suprafețe a demonstrat creșterea conținutului de carbon odată cu creșterea concentrației masice de umplutura și scăderea conținutului de titan datorită lipsei aglomeratelor mari de la nivelul suprafeței compozitelor fapt confirmat și de valorile de rugozitate RMS care indică o ușoară scădere cu creșterea conținutului de GO. Acest aspect ar putea conduce la performanțe mai scăzute ale acestor tipuri de materiale în procesele fotocatalitice întrucât adsorbția poluantului ar putea fi mai scăzută.

Proprietățile de material prezentate pentru straturile compozite cu matrice de TiO₂ și umplutură de GO vor fi corelate cu răspunsul materialului în procesele de fotocataliză când este urmarită eficiența în degradarea poluanților și stabilitatea stratului fotocatalitic.

Experimente similare s-au efectuat utilizând și straturi subțiri compozite cu matrice de TiO₂ și umplutură de rGO. S-a început cu o concentrație scăzută de umplutură în compozit (0,15‰) și a fost testată stabilitatea termică a acestor compozite depuse pe un prim strat identic cu cel utilizat la probele cu GO (tratament termic final aplicat la 150°C și 200°C).

O comparație între compozitele cu GO și cele cu rGO indică faptul că filmele cu GO au fost relativ stabile și la temperaturi mai ridicate datorită interfețelor continue și mai stabile dezvoltate, în schimb probele cu rGO nu au rezistat la temperatura de 200°C demonstrându-se o compatibilitate mai scăzută între matrice și umplutura de rGO.

Ținând cont de aceste rezultate s-a selectat varianta tratării termice la 150°C și s-a crescut conținutul de umplutură rGO în compozit la concentrații asemănătoare cu cele de GO: 0,9‰, 3‰, 5‰, 7,5‰.

Difractogramele acestor compozite (Fig. 12) prezintă peak-ul de TiO₂ anatas și peak-urile corespunzătoare substratului Sticlă/FTO (SnO₂ cassiterit). Peak-ul caracteristic al rGO la $2\theta = 25, 2^{\circ}$, [36] nu este vizibil datorită suprapunerii cu peak-urile de TiO₂.



Fig. 10 Difractogramele XRD pentru: (a) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD; (b) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD / TiO₂ rGO SG 0,9‰; (c) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD / TiO₂ rGO SG 3‰; (d) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD / TiO₂ rGO SG 5‰; (e) Sticlă / FTO / TiO₂ SPD / TiO₂ rGO SG 7,5‰

Gradul de cristalinitate în compozite în comparație cu filmul TiO₂ susține ideea unei creșteri ordonate a celui de-al doilea strat peste primul, chiar dacă nu a fost aplicat un tratament termic final la temperatură ridicată. Peak-ul suplimentar la $2\theta = 5,5^{\circ}$ poate fi corelat cu prezența umpluturii de rGO.

Micrografiile SEM din Fig. 13 subliniază formarea de agregate superficiale mai mari atunci când crește conținutul de rGO. Fâșiile de rGO au fost bine acoperite cu agregate de TiO₂, (ex. compozitul cu 5‰ rGO, Fig. 13c) indicând posibilitatea de a dezvolta interfețe performante între agregate și fâșiile de rGO. Compozitul cu 7,5‰ rGO are o morfologie diferită cu agregate mari grupate datorită conținutului mare de umplutură care se aglomerează în diferite zone din film.











Valorile RMS sunt mai ridicate pentru proba cu 7,5% rGO (185,4 nm) corelat cu morfologia care arată prezența agregatelor mari la suprafața probei. Este de așteptat ca această probă sa se comportamente superior în procese de fotocataliză, dar stabilitatea trebuie atent urmarită.

Proprietățile de material ale straturilor compozite cu matrice de TiO₂ și umplutură de rGO vor fi corelate cu comportamentul materialelor în procesele de fotocataliză. Candidatul care se apropie cel mai mult de cerințele impuse materialelor fotocatalitice ar putea fi cel cu 7,5‰ rGO datorită valorii mari a RMS dar stabilitatea în mediul apos trebuie evaluata pentru a selecta varianta optimă de compozit cu umplutură rGO.

IV.4.2. Eficiența de fotodegradare a poluanților organici utilizând filmele compozite dublu strat de tip TiO_2 SPD / TiO_2 – (r)GO sol-gel

Filmele prezentate în subcapitolul anterior au fost testate în procese fotocatalitice de degradare a albastrului de metilen. S-au efectuat și teste care au utilizat poluantul imidacloprid pentru a evidenția dacă MB are efect de Vis-senzitivizare asupra filmelor depuse. S-au efectuat teste la nivel de laborator în regim static utilizând radiație UV+VIS (radiație solară simulată dar la iradinață mult mai mică, G_{total} = 55 W/m², din care 3 W/m² corespund radiației UV). Comparativ, pentru evidențierea Vis-activării, s-au efectuat teste sub iradiere cu radiație UV, G_{UV} = 3 W/m² și de asemenea pentru a urmări comportamentul la adsorbție au fost efectuate teste similare la întuneric.

Straturile subțiri cu 0,25‰ GO au fost inițial testate pentru a evidenția Vis-activarea chiar și la un conținut scăzut de umplutură inserată în matrice. Testele de adsorbție demonstrază în toate cazurile că o oră este suficientă pentru a se atinge echilibrul adsorbție/desorbție. De asemenea, se observă eficiențe superioare de adsorbție a colorantului MB pe filmele compozite (aprox. 6%) comparativ cu stratul 1 SPD (aprox. 3%), datorate valorilor mai mari ale rugozității compozitelor.

Eficiențele înregistrate în degradarea MB pe stratul 1 (TiO₂ SPD) sunt similare, atât în condiții de iradiere UV+VIS cât și UV confirmând activarea TiO₂ numai de către radiația UV.

Concentrația/diluția solului joacă un rol important; astfel, filmele obținute din sol diluat 1:5 au o eficiență fotocatalitică superioară celor obținute din sol diluat 1:10, datorită prezenței mai multor agregate la suprafața filmelor care facilitează adsorbția poluantului.

Testele următoare au fost efectuate utilizând compozite cu un conținut mai ridicat de umplutură, 1,4‰ GO, în fotodegradarea poluantului standard, MB și a poluantului incolor imidacloprid, IMD, făcându-se comparație cu rezultatele înregistrate utilizând probele cu conținut mai mic de GO (0,25‰). Experimentele de adsorbție confirmă că este suficientă o oră pentru a atinge echilibrul de adsorbție / desorbție a MB cu eficiențe de până la 4% pentru mono-stratul TiO₂, până la 6% pentru filmele subțiri compozite cu 0,25‰ GO și până la 9% pentru filme cu 1,4‰ GO datorită rugozității mai mari, în principal datorată agregatelor de TiO₂ de pe suprafața compozitelor.

Eficiențele adsorbției poluantului IMD pe suprafața fotocatalitică sunt semnificativ mai mici. Moleculele IMD au o structură cu grupări laterale care pot susține chemisorbția pe suprafața compozită. Cu toate acestea, rezultatele adsorbției subliniază faptul că IMD are mai puțină interacțiune (comparativ cu MB) cu suprafața fotocatalizatorului și acest lucru poate fi direct legat de flexibilitatea moleculei IMD care permite rotațiile celor două nuclee din structura sa.

La iradiere cu radiație UV + VIS, filmele subțiri cu 1,4‰ GO prezintă eficiențe de fotodegradare mai mari comparativ cu compozitele cu 0,25‰ GO pentru ambii poluanți, concluzionându-se că o suprafața mai rugoasă, cu agregate mari, susține adsorbția poluanților și, mai departe, oxidarea lor fotocatalitică. Cristalinitatea crescută a filmelor subțiri cu 1,4‰ GO poate avea de asemenea un efect pozitiv asupra eficienței fotocatalitice prin susținerea mobilității purtătorilor de sarcină. Rezultatele subliniază că, în toate cazurile, compozitele susțin eficiențe semnificativ mai bune în cazul iradierii cu radiație UV + VIS comparativ cu UV, confirmând Vis-activarea compozitului datorită structurii de tip dioda formată, [37]. Aceste eficiențe sunt mai mari pentru fotodegradarea MB în comparație cu IMD, demonstrând că această Vis-activare se poate datora și senzitivizarii filmului atunci când se utilizează MB ca poluant. Această senzitivizare apare atunci când radiația Vis excită moleculele poluantului colorat (MB în aceste experimente) adsorbite pe suprafața fotocatalizatorului compozit și ulterior injectează electroni în banda de conducție (CB) a fotocatalizatorului, [38].

În continuare s-au supus testării fotocatalitice compozitele cu un conținut mai ridicat de umplutură iar rezultatele indică creșterea eficiențelor de fotodegradare pentru probele cu mai mult GO comparativ cu rezultatele obținute pe proba cu 1,4‰ sub iradiere cu radiație UV+VIS. Totuși, comparând eficiențele obtinute la utilizarea compozitelor cu 3‰, 5‰ și 10‰ performanțele fotocatalitice nu sunt mult îmbunătățite la introducerea unei cantități mari de umplutură (26,47‰ pentru compozitul cu 1,4‰ GO *vs.* 30,34% pentru compozitul cu 10‰ GO în stratul compozit) dar cum era de așteptat Vis-activarea este observată pentru toate compozitele cu GO (Tabel 11).

Din rezultatele de adsorbție ale MB (9 ore la întuneric) se poate concluziona că un conținutul mai ridicat de GO influențează aceasta etapa mai mult decât rugozitatea întrucât valorile RMS scad odată cu creșterea conținutului de umplutură în compozit iar eficiențele de adsorbție cresc o dată cu creșterea conținutului de umplutură.

Datorită performanțelor superioare ale compozitelor cu conținut mai ridicat de GO (exemplu 3‰ GO), se recomandă utilizarea acestor tipuri de materiale pentru scalarea la nivel de demonstrator. Totuși, stabilitatea lor în mediul de lucru trebuie evaluată.

Teste de fotocataliză similare au fost efectuate utilizând probele compozite cu rGO. S-a demonstrat Vis-activarea și la un conținut scăzut de rGO (0,15‰). Testele următoare au utilizat probele cu un procent de rGO în compozit până la 7,5‰. Rezultatele după 9 ore de proces sunt prezentate în Tabelul 11. Rezultatele indică o creștere constantă în eficiența de fotodegradare a MB până la concentrația de 5‰ rGO. La ca un procent mai mare de 5‰ rGO în compozit eficiența de fotodegradare a MB este afectată, adsorbția fiind mult diminuată. Rezultatele de caracterizare arătau valori superioare ale RMS pentru proba cu cea mai mare concentrație de rGO, în schimb eficiența filmului este mai scăzută.

	,,		, ,	,
Proba		Eficiență foto	Adsorbție	
		UV+VIS	UV	[%]
Umplutură de GO	Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD / TiO $_2$ GO SG 0,25%	22,22	14,18	6,99
	Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD / TiO $_2$ GO SG 1,4%	26,47	14,19	9,36
	Sticlă / FTO / TiO ₂ SPD / TiO ₂ GO SG $3\%_w$	29,74	20,78	14,98
	Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD / TiO $_2$ GO SG 5‰	29,63	20,45	15,42
	Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD / TiO $_2$ GO SG 10%	30,34	20,84	15,20
Umplutură de rGO	Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD / TiO $_2$ rGO SG 0,15‰	27,74	20,53	15,99
	Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD / TiO $_2$ rGO SG 0,9‰	26,77	22,98	16,39
	Sticlă / FTO / TiO $_2$ SPD / TiO $_2$ rGO SG 3‰	28,21	24,18	17,33
	Sticlă / FTO / TiO ₂ SPD / TiO ₂ rGO SG 5‰	31,07	24,73	18,45
	Sticlă / FTO / TiO ₂ SPD / TiO ₂ rGO SG 7,5‰	25,34	18,01	12,11

Tabel 9 Eficiențele de fotodegradare/adsorbție ale MB pentru straturilor subțiri compozite cu: 0,25‰,, 1,4‰, 3‰, 5‰ și 10‰ GO și 0,15‰, 0,9‰, 3‰, 5‰ și 7,5‰ rGO în stratul compozit după 9 ore de proces

Rezultatele adsorbției arată eficiențe apropiate utilizând probele 0,9‰, 3‰ și 5‰ corespunzatoare valorilor RMS aproape identice.

Urmare a rezultatelor experimentale, se recomandă utilizarea la nivel de demonstrator a materialelor cu concentrație maximă de 5‰ rGO iar stabilitatea tuturor probelor trebuie evaluată.

IV.4.3. Stabilitatea filmelor compozite dublu strat optimizate, în condițiile de lucru

Stabilitatea în mediul de lucru a fost evaluată pe baza rezultatelor de caracterizare a proprietăților înregistrate după ce straturile subțiri au fost utilizate în procese de fotocataliză sub iradiere cu radiație UV+VIS sau UV și după testele de adsorbție, comparativ cu valorile proprietăților înainte de utilizare.

Pentru început s-au analizat compozitele cu umplutură de GO în concentrație de 0,25‰ și 1,4‰ supuse testelor de fotocataliză utilizând poluantul standard MB și pesticidul incolor IMD. Micrografiile SEM și AFM după degradarea fotocatalitică a MB arată aglomerate mai mari pe suprafața filmelor subțiri ca rezultat al reorganizării și / sau colmatării parțiale, confirmate și de scăderi în valorile de transmitanță. Pentru descompunerea fotocatalitică a IMD rezultatele subliniază că o parte din agregatele de TiO₂ părăsesc suprafața, cel mai probabil în soluția poluantă, lăsând zone în care stratul TiO₂ SPD și filamentele GO sunt mai ușor evidențiabile. Rezultatele EDX din au indicat un conținut mai scăzut de titan la suprafață ca rezultat al spălării agregatelor de TiO₂. Agregatele mari de la suprafață par să nu fie afectate la fel de mult ca cele mici care sunt ancorate pe primul strat printr-un număr mai redus de puncte de contact și pot fi deci mai ușor îndepărtate.

Probele cele mai afectate de procesul fotocatalitic par a fi cele cu un conținut mai scăzut de GO, pentru care s-au înregistrat valori finale destul de diferite ale RMS comparativ cu valorile de rugozitate inițiale. Valorile RMS corespunzătoare stratului cu un procent mai mare de GO (1,4‰) sunt aproape constante, demonstrand o stabilitate crescută.

Spectrele de transmitanță au arătat o scădere a T% pentru straturile compozite ca urmare a posibilei colmatări a suprafeței cu produși secundari de descompunere a MB (la aproximativ 600 nm, [39]) sau cu MB nereacționat (664 nm). Diferențele reduse între valorilor transmitanței înainte și după descompunerea poluantului IMD evidențiază adsorbția reziduală scăzută a acestei molecule sau a produșilor secundari de descompunere pe suprafața compozitelor. Pentru probele cu 1,4% GO tratate la 150°C, variația transmitanței este ușor mai mare (până la 7%), ca posibil rezultat al rugozității mai mari care conduce la o adsorbție mai ridicată a produșilor secundari de reacție dar spectrele de transmitanță nu indică nici un efect semnificativ de spălare a filmelor subțiri în timpul procesului focatalitic, deoarece nu s-a înregistrat o creștere consistentă a transmitanței filmului, confirmând stabilitatea compozitelor în medii apoase.

A fost testată în continuare și proba cu un conținut mai ridicat de GO, de 3‰ iar rezultatele SEM și EDX după fotocataliză și adsorbție au arătat buna stabilitate a filmului în mediul de lucru, [40]. Modificarea valorilor RMS poate fi atribuită migrării parțiale a particulelor neaderente în soluția de poluant sau a ruperii particulelor de la suprafața filmului.

Rezultatele arată că creșterea conținutului de GO nu pare să influențeze semnificativ (in)stabilitatea compozitelor.

În urma rezultatelor obținute s-a decis scalarea la nivel de demonstrator a probele cu un conținut mai ridicat de GO pentru a urmări comportamentul lor sub iradianță apropiată de cea a radiației solare urmărindu-se de asemenea și stabilitatea filmelor în procese în flux continuu.

Pentru compozitele cu rGO s-a evaluat stabilitatea începând cu proba cu un conținut redus de umplutură (0,15‰). Din micrografiile SEM dupa fotocataliză UV+VIS corelat cu rezultatele EDX se poate concluziona asupra stabilității mai reduse a acestor compozite evidențiată prin descoperirea fâșiilor de rGO care inițial erau acoperite cu particule de TiO₂ aspect confirmat de compoziția superficială care indică prezența carbonului într-un procent mult mai mare după fotocataliză față de inițial. Această stabilitate mai redusă poate fi rezultatul unei compatibilități mai reduse între matrice și umplutura de rGO.

S-a evaluat apoi stabilitatea filmelor compozite cu conținut mai mare de rGO (0,9‰, 3‰ și 5‰). Micrografiile SEM au arătat că filmul compozit cu conținut scăzut de rGO (0.9‰) a fost afectat în cea mai mare măsură în condițiile experimentale, deoarece plachetele de rGO au apărut la suprafața acestui compozit, în timp ce inițial au fost acoperite cu agregate TiO₂. Acest lucru este confirmat și de scăderea conținutului de titan evidențiat de rezultatele EDX și de scăderea valorii RMS. Aceste efecte sunt mai puțin evidente pe eșantioanele cu conținut mai mare de rGO, concluzionând că acestea pot fi candidați mai buni ca materiale fotocatalitice.

Întrucât testele efectuate utilizând compozitul cu un conținut mai mare de rGO (7,5‰), nu conduc la eficiențe semnificativ mai mari de eliminare a MB iar filmele au o stabilitate relativă în condițiile de

lucru, se poate concluziona că materialul fotocatalitic optim cu matrice TiO₂ și umplutură rGO a fost filmul subțire cu 5‰ rGO. Acest tip de material va fi investigat în continuare în regim de curgere continuă, pe instalația demonstrator.

În urma testelor efectuate se poate concluziona ca filmele compozite cu umplutură de GO au proprietăți fotocatalitice mai bune, fiind mai performante și mai stabile comprativ cu compozitele cu umplutură de rGO. De asemenea compatibilitatea între matrice și umplutură este mai mare în cazul utilizării umpluturii de GO, interfețele create dovedindu-se continue și stabile.

IV.5. Inducerea (super)hidrofiliei filmelor compozite dublu strat optimizate prin condiționare sub iradiere cu radiație din domeniul spectral UV

O proprietate importantă a oricărui fotocatalizator este hidrofilia suprafeței. Această proprietate este importantă în special pentru aplicații ca suprafețe cu autocurățate dar este importantă și în etapa de adsorbție a poluanților din mecanismele de epurare a apelor uzate și de desorbție a produșilor secundari eventual rămași pe suprafața catalitică după descompunerea poluantului. Se raportează că (super)hidrofilia suprafeței unui oxid metalic poate fi fotoindusă.

IV.5.1. Influența iradierii cu radiație UV asupra morfologiei, compoziției superficiale și hidrofiliei filmelor subțiri compozite. Stabilitatea temporală a filmelor subțiri compozite depozitate la întuneric

În vederea analizei caracterului hidrofil al filmelor compozite dublu strat cu 1,4‰ GO comparativ cu primul strat TiO₂ SPD, s-au efectuat teste de caracterizare a morfologiei (SEM), a compoziției superficiale (EDX), a rugozității (AFM) și a hidrofiliei pentru probele păstrate la întuneric (în condiții atmosferice normale) și probele menținute sub iradiere cu radiație din domeniul spectral UV (G_{UV condiționare} ~ 8,3 W/m²), la diferite durate de expunere (până la 72 de ore), [41]. Rezultatele obținute au fost corelate cu eficiențele de descompunere fotocatalitică la iradiere cu radiație din domeniul spectral UV+VIS (G ~ 55 W/m², din care ~ 3 W/m² UV) a poluantului standard albastru de metilen, MB (soluție cu concentrația 10 ppm).

Rezultatele arată o creștere a unghiului de contact cu apa în timp (diminuarea caracterului hidrofil), pentru filmele menținute la întuneric (Fig. 18). Pentru proba conținând numai TiO₂ SPD menținută la întuneric, variația caracterului hidrofil mai este redusă ceea ce indică faptul că acest tip de acoperiri pot fi depozitate fără consecințe semnificative asupra caracterului hidrofil. Rezultatele experimentale arata o scădere a unghiului de contact cu apa la expunerea filmelor la iradiere cu radiație UV (Fig. 19) cu un timp optim de iradiere de 24 de ore, durată după care valorile unghiurilor de contact rămân constante.



Fig. 12 Variația unghiului de contact la întuneric pentru mono-stratul TiO₂ SPD și pentru compozitul cu 1,4‰ GO în stratul compozit



Fig. 13 Variația unghiului de contact la iradiere UV pentru mono-stratul TiO₂ SPD și pentru compozitul cu 1,4‰ GO în stratul compozit

Accentuarea caracterului hidrofil în timp, la iradiere cu radiație din domeniul spectral UV este datorată variației rugozității filmelor și scăderii conținutului de carbon la suprafața probelor, atribuite posibilei densificări a straturilor și oxidării sub iradiere UV a carbonului existent în probă din precursorii solului. Este de asemenea posibilă o continuare a reacțiilor în film pentru probele ținute atât la întuneric cât si pentru cele iradiate cu radiație UV în primele 24 de ore, când radiația UV poate accelera procesele oxidative. În cazul filmelor ținute la întuneric, hidrofilia scade ca urmare a unei posibile migrări a componenților organici reziduali din film către suprafață.

Morfologia prezință agregate mari la suprafața filmului compozit, comparativ cu structura inițială de unde se poate concluziona că valorile RMS cresc datorită formării acestor agregate.

Filmele iradiate și cele păstrate la întuneric au fost apoi testate în procese fotocatalitice.

IV.5.2. Eficiența de fotodegradare a albastrului de metilen utilizând filmele compozite dublu strat condiționate

Filmele au fost păstrate la întuneric pe durată scurtă (24 de ore) și timp îndelungat (7 zile) și apoi au fost condiționate sub iradiere cu radiație din domeniul spectral UV, timp de 24 de ore. Rezultatele de fotocataliză au arătat că probele ținute la întuneric pe perioadă îndelungată conduc la obținerea unor eficiențe mai mici în fotocataliză comparativ cu probele proaspăt depuse și cu cele condiționate. Rezultatele pot fi corelate cu valoarile mai mari ale unghiului de contact pentru probele păstrate 7 zile la întuneric. Adsorbția (1 oră întuneric) este mai mică în cazul probelor ținute la întuneric, acestă etapă fiind influențată și de hidrofilia filmelor; prin urmare pentru eficientizarea proceselor este necesară condiționarea UV a filmelor înainte de utilizare.

IV.6. Selectarea pH-ului de lucru optim

Pentru identificarea pH-ului optim de lucru s-au evaluat punctele izoelectice (PZC) ale filmelor compozite. S-au obținut două inflexiuni evidente care corespund substratului FTO. În cazul primului

strat apare o singură inflexiune suplimentară corespunzatoare dioxidului de titan. Două (sau trei) valori suplimentare apar în cazul compozitelor, posibil corespunzătoare dioxidului de titan și GO. pHul natural al soluției de MB (ca ion pozitiv), [42] este 6,85...6,90. pH-ul optim de lucru pentru compozit pentru a favoriza atracția între suprafața fotocatalitică și poluant trebuie să fie mai mare de 7,58 dar, pentru a acoperi inflexiunile apărute, se propune utilizarea albastrului de metilen la pH_{MB} optim = 8,50. S-au efectuat teste de fotocataliză utilizând soluția poluantului la valoarea optimă de pH și s-au observat eficiențe semnificativ mai mari (cu aprox. 10%) dacă se utilizează poluantul MB la pH optim compartiv cu rezultatele obținute utilizând poluantul la pH natural.

Concluziile capitolului 4

Pentru obținerea filmelor stabile și cu o cristalinitate acceptabilă s-a ales varianta cuplării metodei SPD cu metoda pulverizării la temperatură joasă a unui sol care conține umplutura propusă (GO sau rGO) dispersată într-o matrice de oxid metalic (TiO₂). Prin această variantă s-a propus un film dublu strat cu un strat inițial de TiO₂ depus prin SPD pe un substrat de Sticlă/FTO și tratat termic la temperatură ridicată pentru creșterea cristalinității peste care se depune solul prin pulverizare. În acest fel se urmărește creșterea ordonată a stratului 2 compozit peste un strat 1 cristalin crescându-se astfel cristalinitatea compusului final fără a aplica tratament termic la temperatură ridicată.

S-a optimizat depunerea stratului 1 apoi a stratului 2 fără a se introduce umplutura de (r)GO în sol; s-au selactat variantele de depunere strat 1 TiO₂ SPD cu 20 sau cu 30 de secvențe de pulverizare + strat 2 compozit TiO₂-(r)GO depus utilizând 15 secvențe de depunere. Inițial s-au făcut teste utilizând umplutura de GO. S-a început de la un conținut scăzut de umplutură 0.25‰ și s-a demonstrat Vis-activarea chiar și la o concentrație mică de GO.

Pentru creșterea eficienței de fotodegradare a poluanților organici s-a crescut conținutul de GO în compozit la 1,4‰. S-au efectuat teste de fotocataliză utilizînd atât poluantul standard MB cât și pesticidul incolor IMD. Rezultatele au demostrat de fiecare dată Vis-activarea și de asemenea o creștere în eficiență comparativ cu probele cu 0,25‰ GO. Plecând de la această constatare s-a crescut conținutul de GO până la 10‰ în stratul compozit, eficiența crescând cu creșterea conțiutului de GO. Filmele s-au dovedit a fi relativ stabile în procesele fotocatalitice fără modificări majore de morfologie, compoziție superficială și rugozitate înainte și după fotocataliză. Se propune în continuare transpunerea acestor compozite la nivel de demonstrator, [43]. Teste similare au fost efectuate și pentru compozitele cu umplutură de rGO. Vis-activarea a fost obținută chiar și utilizând compozite cu conținut mic de rGO (0,15‰). Însă stabilitatea în mediul de lucru este mai scăzută demonstrând o compatibilitate mai redusă între matrice și umplutura de rGO. La un conținut mai ridicat de rGO în compozit, materialul își pierde din proprietăți (stabilitate), propunându-se varianta maximă de conținut de umplutură de 5‰ rGO în compozit. Această variantă a fost selectată pentru a fi transpusă la nivel de demonstrator.

Capitolul V. Filme compozite solar-active optimizate de tip TiO₂ SPD / TiO₂-GO sol-gel sau de tip TiO₂ SPD / TiO₂-rGO sol-gel investigate la nivel de demonstrator

Au fost testate la nivel de demonstrator (suprafața fotocatalizatorului: 600 cm²) compozite cu matrice de TiO₂ si umplutură de GO cu concentrația 1,4‰, 3‰, 5‰ și 10‰ și o probă cu 5‰ rGO în compozit. S-a utilizat în teste soluția cu concentrația 10 ppm a poluantului standard albastru de metilen (MB), la pH = 8,50. S-a lucrat în flux continuu cu o valoare a debitului de soluție de poluant de 1 L/min.

V.1. Caracterizarea structurală, morfologică, de compoziție superficială și de rugozitate a filmelor compozite dublu strat TiO₂ (SPD) / TiO₂ – GO (sol-gel) sau TiO₂ (SPD) / TiO₂ – rGO (sol-gel) optimizate utilizate în instalația demonstrator

Filmele compozite utilizate la nivel de demonstrator au fost caracterizate iar rezultatele au fost corelate cu răspunsul în procese fotocatalitice în flux continuu în mai multe cicluri succesive.

Analizele de caracterizare au demonstrat că suprafețele fotocatalitice compozite au fost transpuse cu succes la nivel de demonstrator, rezultatele arătând similar cu cele obținute la nivel de laborator pe filme de dimensiuni 1,5 x 1,5 cm². Filmele subțiri compozite au avut valori ale punctului izoelectric PZC cuprinse între 7,25 ... 8,33, pH-ul soluției MB a fost selectat la 8,50. Rezultatele măsurătorilor unghiului de contact cu apa (WCA) prezintă, înainte de fotocataliză, cea mai mare valoare pentru compozitul cu umplutură rGO din cauza polarității mai mici a acestui tip de umplutură. Experimentele cu filme subțiri condiționate subliniază că superhidrofilia (WCA < 10°) a fost obținută de fiecare dată. Filmele subțiri astfel caracterizate au fost utilizate în procese de fotocataliză în flux continuu iar rezultatele au fost corelate cu proprietățile de material.

V.2. Eficiența de fotodegradare a albastrului de metilen, în regim dinamic, sub iradiere cu radiație solară simulată (G ~ 800 W/m²)

După ce au fost condiționate prin iradiere cu radiație din domeniul spectral UV, filmele au fost introduce în primul ciclu de fotocataliză. Rezultatele subliniază că eficiența fotocatalitică a filmelor crește odată cu conținutul de GO din compozit. Proba cu 10‰ GO susține cea mai mare eficiență de adsorbție. Un conținut mai mare de umplutură poate conduce la un număr mai mare de legături Ti-O-C crescând astfel numărul zonelor în care poate să apară atracția electrostatică între suprafața fotocatalitica (încărcată parțial negativ) și poluantul MB încărcat pozitiv. De asemenea un conținut mai mare de umplutură poate conduce la creșterea suprafeței specifice a compozitului, derivații de grafenă dispunând de această proprietate importantă mai ales în etapa de adsorbție. Rezultatele fotocatalizei confirmă rolul pe care îl joacă gradul de cristalinitate al filmelor compozite. Gradul de cristalinitate mai ridicat al filmelor subțiri cu 5‰ GO și cu 10‰ GO susține buna mobilitate a purtătorilor de sarcină limitând astfel recombinarea lor cu efect pozitiv asupra eficienței

fotocatalitice. Comparând rezultatele înregistrate în timpul celui de-al doilea ciclu fotocatalitic cu cele observate în timpul primului ciclu se poate spune că filmul subțire cu 1,4‰ nu a condus la rezultate bune, deoarece eficiența a scăzut semnificativ, fiind aproape de cea a probei fără umplutură. O mică scădere a eficienței în timpul celui de-al doilea ciclu a fost, de asemenea, observată la utilizarea filmelor subțiri cu 3‰... 10‰ GO ca și a filmului subțire compozit cu rGO 5‰. Filmele cu 5^w, și 10^w, GO par a fi cele mai bune alegeri pentru procesele fotocatalitice în regim dinamic deoarece în cel de-al treilea ciclu funcționează aproape identic, susținând cele mai bune eficiențe de eliminare a MB. Stabilitatea acestor filme va reprezenta criteriul în baza căruia se va selecta opțiunea recomandată pentru scalare la nivel industrial. Rezultatele observate atunci când se utilizează un tip de umplutură diferit cu aceeasi concentrație (5‰ GO vs. 5‰ rGO) evidențiază eficiențe mai mici pentru umplutura rGO care pot fi corelate cu polaritatea mai redusă a rGO și cu un grad de cristalinitate mai mic. Rezultatele degradării fotocatalitice a MB în regim dinamic și în regim static evidențiază o creștere a eficienței de maxim ~ 15% înregistrată pentru probele cu 10‰ GO și cu 5‰ GO chiar dacă iradinața a fost de aproximativ 15 de ori mai mare în experimentele în regim dinamic. Cinetica procesului de adsorbție nu pare sa fie responsabilă de acest rezultat deoarece, așa cum s-a arătat, plăcile cu fotocatalizator aveau urme de colorant adsorbit și nedegradat, de aceea acest aspect poate fi rezultatul unei viteze crescute de recombinare a golurilor și electronilor fotogenerați în cantitate mult mai mare și care se pot recombina rapid înainte de a fi implicați în reacțiile prin care se formează speciile de oxidare.

V.3. Stabilitatea filmelor compozite în experimente în flux continuu

Stabilitatea filmelor subțiri a fost evaluată după fiecare ciclu în regim dinamic pe baza micrografiilor SEM, a rezultatelor EDX și a variației rugozității. Difractoramele filmelor au fost înregistrate înainte de proces și după cel de-al treilea ciclu fotocatalitic pentru a evalua stabilitatea structurilor cristaline. Rezultatele evidențiază difractograme similare înainte și după cel de-al treilea ciclu și inregistreaza o ușoară scădere a valorilor gradului de cristalinitate, în special pentru compozite cu 1,4‰ și 3‰ GO, sugerând că fotocatalizatorii cu conținut mai scăzut de umplutură pot avea o stabilitate mai puțin robustă în condițiile de lucru. Din micrografiile SEM s-a putut observa că filmele compozite cu umplutură de GO au o bună stabilitate, deoarece rezultatele sunt similare comparând imaginile filmelor înainte și după ciclurile fotocatalitice. Compozitul cu 1,4‰ GO pare să fie cel mai mult afectat deoarece imaginile SEM au confirmat apariția fisurilor în timpul ciclurilor de fotocataliză cum a fost observat și pe compozitul cu rGO sugerându-se stabilitatea mai redusă a acestui film subtire în timpul procesului. Rezultatele EDX înregistrate după ciclurile fotocatalitice evidențiază o scădere a conținutului de titan de la suprafață, în principal pentru compozite cu 1,4% și 3% GO, sugerând că o parte din agregatele de TiO₂ părăsesc suprafața derivatului de grafenă în soluția de poluant. O usoară decreștere în conținutul de carbon pe filmelor subțiri după ciclurile fotocatalitice poate fi rezultatul difuziei compușilor organici ușor solubili din precursorii solului în soluția de MB; această ipoteză este confirmată și de tendinta similară observată în proba fără umplutură de (r)GO. Conținutul de titan din compozitul TiO2-rGO urmează o ușoară scădere cu valoare aproape constantă după fiecare ciclu fotocatalitic, sugerând că particule fine de dioxid de titan părăsesc

suprafața rGO în soluția MB, așa cum este subliniat și de scăderea valorilor de rugozitate RMS susținând concluzia unei stabilități mai reduse ale acestui film compozit. Creșterea valorilor de rugozitate (RMS) după primele două cicluri fotocatalitice pentru compozitele TiO₂-GO susține ideea dislocării parțiale a agregatelor în principal de pe suprafața compozitelor cu 1,4% GO și 3% GO. Cea mai mică variație de rugozitate între ciclurile fotocatalitice a fost înregistrată pentru compozitul cu 5% GO confirmând stabilitatea bună a acestui film subțire.

Concluziile capitolului 5

Eficiențele fotocatalitice înregistrate în timpul operării în flux continuu au arătat valori semnificativ mai mari de eliminare a MB odata cu creșterea conținutului de GO din stratul compozit. Filmele subțiri cu 5‰ și 10‰ GO s-au dovedit a fi cele mai eficiente în fotodegradarea MB în primul ciclu fotocatalitic urmare a: (1) cristalinității mai ridicate care susține separarea purtătorilor de sarcină, reducând recombinarea; (2) polarității mai mari a umpluturii care susține compatibilitatea crescută cu matricea și deci formarea de interfețe mai puternice și mai stabile. Pentru compozitul cu umplutură rGO, eficiența în fotodegradarea MB este aproape similară sub iradiere cu radiație UV + VIS și sub iradiere cu radiație UV atât în regim static cât și in regim dinamic sugerând compatibilitatea mai redusă între matricea ionică TiO₂ și umplutura rGO destul de puțin polară care conduce la formarea de legături fizice (mult mai slabe) la interfață. Eficiența proceselor fotocatalitice în regim dinamic comparativ cu cea înregistrată în regim static sugerează o recombinare semnificativă a purtătorilor de sarcină foto-generați; rezultatele arată o creștere a eficienței cu numai ~ 15%, chiar dacă valoarea iradianței a fost de aproximativ 15 ori mai mare în timpul testelor în regim dinamic.

Buna stabilitate a filmelor compozite în mediul apos a fost confirmată de micrografiile SEM înregistrate înainte și după fiecare dintre cele trei cicluri fotocatalitice. Compoziția suprafeței indică o ușoară scădere a conținutului de titan și carbon datorită unei posibile spălări (parțiale) a agregatelor de dioxid de titan de la suprafață și a compușilor organici rămași din sistemul precursor al solului. Acest fenomen este observat în principal pe filmele compozite cu conținut redus de GO și pe filmele subțiri cu umplutură rGO, susținând recomandarea compozitului **Sticlă / FTO / TiO₂ / TiO₂-GO 5%** pentru aplicații la nivel industrial.

În timpul celui de-al doilea și al treilea ciclu fotocatalitic compozitele Sticlă / FTO / TiO₂ / TiO₂-GO 5‰ și Sticlă / FTO / TiO₂ / TiO₂-GO 10‰ au dovedit o eficiență similară, susținând recomandarea compozitului cu conținut de 5‰ GO pentru a fi utilizat în epurarea avansată a apelor datorită costului mai redus și a stabilității bune.

Concluziile finale

În contextul actual al consumului excesiv al resurselelor de apă potabila este necesară identificarea de soluții care să rezolve problema "stresului" apei. Cea mai evidentă modalitate de limitare a consumului de apă proaspătă o reprezintă varianta re-utilizării apelor uzate, după epurare.

Apa re-utilizată trebuie să îndeplinească anumite cerințe pentru a putea fi re-folosită, legate în principal de eliminarea poluanților aflați în concentrații mici dar inacceptabile pentru re-utilizare, poluanți care nu pot fi îndepărtați prin procese tradiționale, fiind necesară o etapă suplimentară de epurare avansată care la momentul actual este costisitoare și face procesele încă imposibil de acceptat pe scară largă.

O variantă viabilă pentru epurarea avansată o reprezintă procesele avansate de oxidare, când specii oxidante (de ex. radical hidroxil) sunt obținute, prin reacții produse la nivelul unui fotocatalizator iradiat, pentru a fi utilizate la îndepărtarea din apa deja epurată tradițional a poluanților cu precădere organici (ex. coloranți, medicamente) aflați în concentrații mici.

Dintre procesele de oxidare avansată cea mai investigată este fotocataliza heterogenă, în special datorită faptului că la finalul procesului nu se obțin produși secundari sub formă de nămoluri ca în cazul fotocatalizei omogene.

Materialele fotocatalitice utilizate sunt de tipul semiconductorilor care sunt activați prin iradiere producând perechi electron-gol implicate în generarea specilor oxidante. Materialele fotocatalitice trebuie să îndeplinească un set minim de cerințe pentru a putea fi viabile în procesele de fotocataliză heterogenă și anume:

- să fie stabile în mediul de lucru (apos);
- să fie Vis-active pentru a limita costurile de activare; ideal este ca aceste materiale să fie solar-active pentru a putea utiliza radiația solară (UV+Vis) pentru activare;
- să posede capacitate mare de producere a perechilor electron-gol în momentul în care sunt iradiate și să ofere o posibilitate limitată de recombinare a purtătorilor de sarcină;
- sa aiba proprietăți de morfologie adecvată sprijinind adsorbția poluantului și grad de cristalinitate ridicat pentru a evita procesele de recombinare electron-gol;
- sa fie netoxice;
- sa aibă costuri acceptabile de producție.

Cele mai multe dintre cerințele de mai sus sunt îndeplinite de dioxidul de titan TiO₂ care este și cel mai des utilizat fotocatalizator. Problema principală legată de acest material o reprezintă banda interzisă largă (3,0...3,2 eV) care face ca activarea să se poate produce numai cu radiație UV.

Procentul de radiație UV este scăzut în spectrul radiației solare de aceea activarea se produce utilizând surse artificiale care cresc costul procesului fotocatalitic.

Pentru a remedia această problemă se caută soluții de utilizare a materialelor fotocatalitice care să poată fi activate inclusiv de componenta Vis a radiației solare. Strategiile de obținere a materialelor Vis(solar)-active sunt fie prin dopare fie prin cuplarea a doi sau mai mulți semiconductori.

Cele mai des întălnite strategii de Vis-activare cuprind realizarea structurilor de tip diodă n-p (cuplarea unui seminconductor de tip n cu unul de tip p pentru creearea joncțiunii n-p similară celulelor fotovoltaice). TiO₂ este un semiconductor de tip n cu bandă interzisă largă și se caută parteneri viabili cu care să formeze compozite eficiente în procesele de fotocataliză Vis-activate.

Un astfel de compozit poate fi obținut prin cuplarea TiO₂ cu derivați de grafenă (oxid de grafenă, GO, sau oxid de grafenă redus, rGO) semiconductori de tip *p* cu bandă interzisă mai îngustă (E_g ≤ 2,3 eV, [21]). Compozitele obținute sunt Vis-active datorită alinierii corecte a benzilor de energie care permit formarea structurii de tip diodă.

Pornind de la acest nivel al stadiului actual al cunoașterii, prin programul de doctorat intitulat *"Materiale solar-active pentru degradarea poluanților organici din apă*" s-au dezvoltat noi materiale compozite cu proprietăți fotocatalitice, stabile în mediul de lucru, Vis(solar)-active care au matrice de dioxid de titan și umplutură de oxid de grafenă sau oxid de grafenă redus obținute sub formă de straturi subțiri. Filmele subțiri dezvoltate au fost caracterizate pentru evaluarea proprietăților de interes (grad de cristalinitate, rugozitate, sarcină superficială); aceste proprietăți au fost corelate cu răspunsul în procese fotocatalitice de degradare a poluanților organici vizându-se epurarea avansată a apelor în vederea re-utilizării.

În conformitate cu obiectivele propuse pentru programului de doctorat se pot constata următoarele:

Selectarea metodelor de obținere a straturilor subțiri trebuie să fie în conformitate cu cerințele legate de eficiența și costul materialelor fotocatalitice iar proprietățile de material trebuie să se încadreze în cerințele minime impuse materialelor fotocatalitice eficiente. De aceea s-au selectat tehnici de depunere scalabile și anume pulverizarea cu piroliză (SPD), depunerea din picătură a umpluturii și pulverizarea unui sol diluat obținut prin sinteza sol-gel.

1. Inițial s-au efectuat depuneri utilizând tehnica SPD la temperatura de 400°C și 20 de secvențe de pulverizare pentru matricea de TiO₂ utilizată ulterior în vederea incorporării umpluturii în compozitul propus:

s-au testat două tipuri de precursori: TTIP și TiCl₄ utilizați pentru depunerea pe diferite tipuri de substraturi: Sticlă/FTO, sticlă de 4mm și sticlă microscopică cu dimensiunea de 1,5 cm x 1,5 cm. La final s-a variat durata tratamentului termic aplicat în vederea creșterii gradului de cristalinitate (3 ore sau 6 ore la o temperatură de 450°C);

- proprietățile de material au arătat că durata îndelungată a tratamentului termic nu influențează semnificativ gradul de cristalinitate în schimb o densifiere a filmelor este observată la o durată mai mare a tratamentului termic aplicat;

- rezultatele de caracterizare a suprafețelor au indicat obținerea filmelor de TiO₂ dense la utilizarea precursorului organo-metalic și rugoase în cazul utilizării precursorului anorganic iar substratul Sticlă/FTO sprijină obținerea de filme uniforme;

- compoziția elementală superficială indică prezența urmelor de carbon din componenții sistemului precursor. Rezultatele au confimat depunerea TiO₂ ca agregate la suprafața filmului, agregate formate în special când se utilizează precursorul TiCl₄ și substraturile sticlă de 4mm sau sticlă microscopică, rugozitatea acestor filme fiind mai mare comparativ cu straturile subțiri de TiO₂ obținute din TTIP pe substrat Sticlă/FTO. Agregatele de la suprafața filmelor pot reprezenta centrii de creștere care să susțină înglobarea umpluturii de oxid de grafenă depusă prin tehnica depunerii

din picătură. În schimb stabilitatea structurilor formate poate fi influențată dacă interfețele creeate nu sunt stabile și continue.

- filmele subțiri de TiO₂ depuse prin SPD au fost testate în procese de fotocataliză în regim static utilizând poluantul standard albastru de metilen, MB, în soluții cu concentrații reduse (4 ppm) sub iradiere cu radiație din domeniu spectral UV (G_{UV} = 20 W/m²). Rezultatele de fotocataliză după 8 ore de iradiere au arătat cele mai bune eficiențe (aproximativ 36%) obținute pe straturile mai rugoase dezvoltate din precursor anorganic și depuse pe substrat Sticlă/FTO demonstrând directa corelație între morfologia suprafeței și eficiența de degradare a MB. Cele mai puțin performante au fost filmele depuse pe substratul sticlă microscopică, acesta fiind eliminat în testele ulterioare.

- testele ulterioare au vizat optimizarea acestui prim strat prin creșterea numărului de secvențe de pulverizare la 30 sau la 40 de secvențe pe substrat de Sticlă/FTO utilizând atât precursorul TiCl₄ cât și precursorul TTIP. Analizând morfologia superficială s-a observat o creștere în mărime a agregatelor de la suprafața filmului când se utilizează precursorul anorganic dar compoziția elementală superficială a indicat o creștere a conținutului de titan numai în dreptul acestor agregate, între acestea conținutul fiind mic. În schimb la utilizarea precursorului TTIP, creșterea în conținutul de titan o dată cu creșterea numărului de secvențe de pulverizare se obține atât în dreptul agregatelor cât și între aceste agregate, dovedind o creștere mai uniformă a filmului.

- pentru testarea compatibilității între matricea de TiO₂ și umplutura de GO depusă din picătură s-au utilizat precursorul TTIP pentru obținerea matricii iar substratul selectat a fost Sticlă/FTO; ulterior s-au testat și straturile obținute utilizând precursorul TiCl₄ și substratul de sticlă pentru a vedea dacă o structură mai rugoasă influențează inserarea umpluturii de GO prin metoda depunerii din picătură, metodă selectată datorită instabilității termice a derivaților de grafenă (stabili până la temperaturi de 160°C...170°C);

2. Au fost depuse și caracterizate filmele dublu strat cu un prim strat de TiO₂ depus prin tehnica SPD utilizând precursor TTIP și 40 de secvențe de pulverizare peste care s-a depus, prin tehnica depunerii în picătură, umplutura de GO (utilizând o dispersie apoasa de GO, c_{GO} = 3 mg/mL). S-au selectat două volume de depunere a GO (0,1 mL și respectiv 0,2 mL dispersie de GO). Analizele de caracterizare au demonstrat compatibilitatea dintre cele două straturi din compozit când: difractogramele XRD au arătat atât prezența peak-urilor caracteristice de TiO₂ anatas cât și a peak-ului caracteristic de GO (11.7°) confirmând astfel prezența umpluturii de GO în structura dublu strat depusă; morfologia suprafeței a cuprins filamentele caracteristice oxidului de grafenă care acoperă uniform agregatelele mici din structura stratului 1 iar micrografiile AFM 3D au arătat o depunere columnară a acestor filamente conducând la valori relativ mari ale rugozității (RMS), această morfologie favorizând creearea de interfețe stabile dacă se urmărește depunerea unui strat 3 protector de TiO₂; compoziția elementală superficială a indicat un conținut ridicat de carbon pe întreaga suprafață, atât pe agregatele mici de TiO₂ cât și între aceste aglomerări.

3. Demostrându-se realizarea de interfețe continue între stratul 1 de TiO₂ depus prin SPD și stratul 2 de GO depus din picătură, s-a trecut la varianta depunerii stratului 1 din precursor anorganic pe substrat de sticlă și tratarea termică a acestuia la 450°C timp de 3 ore pentru a se creea centrii de creștere între agregatele mari și numeroase din primul strat și umplutura de GO depusă peste acest film subțire. Peste stratul de GO a fost adăugat un strat exterior de TiO₂ depus prin SPD pentru ca filmul să poată fi utlizat în procese de fotocataliză, evitându-se astfel eliminarea umpluturii de GO în condițiile de proces. Pentru evitarea descompunerii GO la temperaturi ridicate s-a micșorat temperatura de depunere a acestui strat prin metoda SPD la 350°C iar compozitul final nu a fost tratat termic.

- difractograma acestui compozit a evidențiat prezența umpluturii de GO numai după depunerea stratului 2 GO din picătură; în spectrul XRD final al multistratului S / TiO₂ SPD / GO din picătură / TiO₂ SPD peak-ul corespunzător de GO nu este observabil probabil ca urmare a eliminării (parțiale) a GO în urma depunerii stratului exterior de TiO₂; gradul de cristalinitate al compozitului este afectat de lipsa tratamentului termic final valoarea fiind mai mică compartiv cu primul strat tratat termic;

- micrografiile SEM au confirmat prezența agregatelor de TiO₂ pe suprafața mai degrabă poroasă a primului strat iar integrarea GO s-a demonstrat a fi uniform distribuită pe întrega suprafață a primului strat; compozitul final are similaritate morfologică cu stratul 1 indicând depunerea uniformă și a stratului exterior;

- compoziția elementală superficială nu indică prezența carbonului în primul strat și arată un conținut ridicat și relativ uniform de carbon după depunerea umpluturii de GO; rezultatele de compoziție superficială arată și prezența elementelor din substratul de sticlă demonstrându-se ca filmele sunt foarte subțiri; chiar dacă GO ar putea fi parțial eliminat la depunerea stratului exterior de TiO₂, rezultatele analizei de compoziție superficială demonstrează prezența GO în compozitul multistrat;

- pe acest tip de structură multistrat s-a efectuat un test preliminar de fotocataliză utilizând poluantul standard MB într-o soluție cu concentrația de 10 ppm, sub iradiere cu radiație solară simulată la iradinață mică (G~55 W/m² din care 3 W/m² UV); după 8 ore de iradiere eficiența a fost promițătoare de aproximativ 40%. Dezavantajul acestor structuri I-a reprezentat stabilitatea în mediul de lucru a umpluturii de GO inserată prin metoda depunerii în picătură în compozit care sub acțiunea factorilor de mediu ar putea fi îndepartată; de aceea este preferată evitarea utilizării acestor filme multistrat în procese fotocatalitice.

4. În paralel s-a încercat introducerea umpluturii de GO în sistemul precursor pentru depunerea SPD la temperatura de 400°C a TiO₂. S-a optat pentru varianta dublu strat cu un strat 1 de TiO₂ obținut prin SPD și un strat 2 depus tot SPD din soluția precursor în care s-a introdus 0,1 mL GO și respectiv 0,2 mL GO (c_{GO} = 3 mg/mL). S-a evitat aplicarea tratamentului termic la final și s-au efectuat caracterizări pentru a se verifica prezența umpluturii de GO în compozitul obținut prin SPD. Rezultatele de caracterizare nu au demonstrat acestă prezență, spectrul XRD corespunzător

stratului dublu compozit având aspect similar cu spectrul XRD al stratului 1, micrografiile SEM neprezentând structurile caracteristice GO-ului iar compoziția elementală superficială a indicat un conținut similar de carbon atât pe primul strat cât și pe structura dublu strat. În baza acestor rezultate se concluzionează că temperatura ridicată de depunere utilizată în tehnica SPD conduce la eliminarea umpluturii de GO sub formă de compuși volatili.

Experimentele efectuate în această etapă au confirmat că structurile conținând derivați de grafenă nu sunt foarte stabile la temperaturi ridicate iar obținerea compozitelor cu astfel de structuri trebuie să utilizeze tehnici care nu implică utilizarea temperaturilor mari de depunere/tratament termic.

Experimentele efectuate în această etapă au confirmat că structurile conținând derivați de grafenă nu sunt foarte stabile la temperaturi ridicate iar obținerea compozitelor cu astfel de structuri trebuie să utilizeze tehnici care nu implică utilizarea temperaturilor mari de depunere/tratament termic.

5. Pornind de la aceste rezultate s-a propus proiectarea materialului astfel încât acesta să aiba un grad de cristalinitate acceptabil dobândit în condițiile impuse de stabilitatea termică limitată a derivaților de grafenă; s-a ajuns la varianta depunerii unui material compozit dublu strat obținut prin cuplarea metodelor SPD și sol-gel. Astfel, s-a depus un prim strat de TiO₂ SPD care a fost tratat termic la temperatură ridicată (450°C) pentru creșterea gradului de cristalinitate și apoi s-a depus un strat subțire compozit de TiO₂-(r)GO obținut prin pulverizarea unui sol (diluat cu etanol). Prin această structură s-a urmărit depunerea unui strat 2 peste un strat 1 cristalin care să favorizeze creșterea ordonată a stratului 2 la temperatură mult mai scăzută decât cea care favorizează obținerea de structuri cristaline.

5.1. Inițial au fost depuse și testate filmele dublu strat care nu au conținut umplutura introdusă în matricea de TiO₂ pentru a selecta varianta optimă de depunere a filmelor dublu strat. S-a utilizat substratul Sticlă/FTO (s-au efectuat depuneri și pe substrat sticlă dar rezultatele obținute nu au fost satisfăcătoare). S-a optimizat numărul de secvențe de depunere a stratului 1 (precursor TTIP), a stratului 2 (compozit) și temperatura de tratament termic și varianta a fost utilizată în procese de fotocataliză în regim static, utilizând o soluție 10 ppm a poluantului standard MB sub iradiere UV+VIS, UV si în teste de adsorbție (la întuneric); rezultatele au fost utilizate pentru a testa Visactivarea compozitelor.

- s-a selectat inițial varianta de depunere a stratului 1 foarte subțire utilizând numai 5 secvențe de depunere peste care s-a depus, în 10 sau 20 secvențe de pulverizare, un sol diluat cu etanol în raport 1:10 sol:etanol. Rezultatele de morfologie și compoziție elementală superficială au demonstrat că stratul 1 este mult prea subțire iar depunerea utilizând 10/20 secvențe de pulverizare a solului diluat conduce la obținerea filmelor neuniforme cu compoziție superficială mult diferită în diferite zone de pe film;

- s-a continuat cu creșterea numărului de secvențe de depunere a straului 1 (10 secvențe) pentru a favoriza depunerea uniformă a solului diluat. Reultatele de morfologie au arătat depunerea mult mai uniformă demonstrându-se că stratul de legătură (stratul 1) joacă un rol important în creerea interfețelor dintre stratul depus utilizând solul diluat (strat 2) și substrat (Sticlă / FTO). Compoziția elementală arată totuși o neuniformitate între diferite zone din film. Întrucât tratamentul termic în condițiile selectate (300°C) nu influențează semnificativ morfologia suprafețelor a fost eliminat ca etapă în procesul de obținere a filmului pentru a evita eliminarea compușilor cu carbon în momentul inserării lor în matricea de TiO₂;

- în final s-a selectat varianta depunerii unui prim strat utilizând 20 sau 30 de secvențe de pulverizare urmată de depunerea stratului 2 utilizând 15 secvențe de pulverizare iar pentru uniformizarea compoziției superficiale s-a selectat varianta diluarii solului cu etanol într-un raport sol:etanol = 1:5.

- au fost efectuate teste de fotodegradare a MB 10 ppm utilizând filmele dublu strat fără umplutură în regim static sub iradiere UV+VIS (G ~ 55 W/m² din care ~ 3 W/m² UV) și numai UV (G ~ 3 W/m²); au fost efectuate și teste de adsorbție (la întuneric). Rezultatele au demonstrat că probele care conțin numai TiO₂ sunt activate numai prin iradiere cu radiație UV (rezultate similare sub UV+VIS și sub UV);

5.2. Varianta optimă de depunere a fost utilizată pentru obținerea compozitelor cu umplutură de GO. Testele inițiale au utilizat umplutura de GO cu concentrație mică în stratul compozit (0,25‰ GO) depusa pe un prim strat de TiO₂ obținut prin pulverizarea cu piroliză și 20 de secvențe de depunere. S-a variat diluția solului utilizat la pulverizare 1:10 și 1:5 sol:etanol și temperatura de tratament termic (100°C și 200°C) și s-a constatat că:

- peak-ul corespunzător TiO₂ din spectrul XRD al primului strat este mic datorită faptului că filmul este foarte subțire iar variația temperaturii de tratament termic aplicat compozitului nu influențează semnificativ gradul de cristalinitate; în difractogramele XRD se observă lipsa peak-ul de GO care poate fi datorată conținutului masic scăzut în compozit sau absenței GO din compozit acest aspect fiind evaluat prin teste suplimentare;

- morfologia confirmă totuși prezența umpluturii de GO sub forma filamentelor caracteristice, poziționate (și) vertical în special în compozitul obținut prin pulverizarea solului diluat 1:5 cu etanol; rugozitatea este influențată de diluție, valori mai mari ale RMS-ului fiind obținute utilizând la pulverizare sol diluat 1:5; această diluție a fost selectată pentru continuarea experimentelor;

- compoziția elementală superficială confirmă prezența agregatelor de TiO₂ care acoperă (parțial) plăcile de GO;

- nu au fost observate diferențe semnificative între filmele investigate funcție de temperatura tratamentului termic de aceea s-a selectat varianta tratementului termic la temperatura de 150°C;

- compozitele au fost testate în procese de fotodegradarea a MB 10 ppm sub iradiere cu radiație UV+VIS, UV și în teste de adsorbție în regim static iar rezultatele au evidențiat Vis-activarea chiar și la acest conținut scăzut de umplutură GO în compozit;

5.3. Teste ulterioare au urmărit optimizarea conținutului de GO în compozit. S-a crescut conțintul de GO la 1,4‰ și s-au efectuat teste comparative cu proba cu 0,25‰ GO și s-a constatat că:

- în cazul compozitelor cu 1,4‰ GO în difractograme apare un peak suplimentar la 5.5° care poate fi atribuit structurilor dezvoltate prin legăturile chimice între matrice și umplutură; apariția peak-ul suplimentar conduce și la un grad de cristalinitate mai ridicat al structurii compozite;

- apariția agregatelor mari la suprafața filmelor cu 1,4‰ GO sugerează o depunere mai neuniformă iar plachetele de GO acoperite de TiO₂, nu permit observarea morfologiei caracteristice GO;

- datorită agregatelor mari, rugozitatea filmelor cu 1,4‰ GO este mai mare (313 nm) comparativ cu cea a probelor cu conținut scăzut de GO (94 nm) și acest aspect influențează performanța materialului în procesele fotocatalitice datorită prezenței unui număr mare de centrii activi disponibili pentru adsorbția moleculelor poluante;

- rezultatele testelor de fotocataliză au demonstrat că rugozitatea acestor filme este determinantă în obținerea eficiențelor superioare de fotodegradare a poluanților organici (poluantul standard MB 10 ppm și poluantul incolor imidacloprid IMD 10 ppm);

- toate compozitele au demonstrat a fi Vis-active iar eficiențele de fotodegradare au fost mai mari când s-a utilizat colorantul MB comparativ cu IMD arătându-se că dincolo de Vis-activare poate avea loc și o ușoară senzitivizare a filmului;

- stabilitatea compozitelor a fost testată iar rezultatele SEM și AFM au demonstrat prezența agregatelor mari la suprafața filmelor atunci când se utilizează poluantul MB rezultatele fiind confirmate și de scăderea valorilor transmitanței; în cazul utilizării poluantului IMD, morfologia suprafețelor subliniază că o parte din agregatele de TiO₂ părăsesc suprafața probabil în soluția poluantului deoarece filamentele de GO sunt mai vizibile și exista zone în care se poate observa stratul 1; compozitele cu conținut mic de GO au fost mai afectate de condițiile de lucru, aspect confirmat de variațiile majore ale rugozității.

5.4. S-a crescut conținutul de GO în compozit pentru a testa influența concentrației umpluturii asupra proprietăților de material corelate cu răspunsul în procesele fotocatalitice și stabilitatea în condițiile de lucru. S-au testat filme cu 3‰, 5‰ și 10‰ GO în stratul compozit și s-a constatat că:

- în compozitele cu conținut ridicat de GO nu se poate distinge peak-ul XRD corespunzător umpluturii ca rezultat al legăturilor chimice (parțial) dezvoltate între matrice și umplutură; importantă este creșterea gradului de cristalinitate odată cu creșterea conținutului de GO care are un aport pozitiv în creșterea eficienței procesului fotocatalitic prin limitarea recombinării purtătorilor de sarcină care au o posibilitate mărită de mișcare independentă;

- morfologia arată o depunere mai uniformă odată cu creșterea conținutului de GO ca urmare a extinderii zonelor unde se creează legături Ti-O-C între matrice și umplutura de GO, fără aglomerate mari pe suprafața compozitelor; sunt identificabile structuri specifice GO cu filamentele încărcate cu agregatele mici de TiO₂;

- compoziția elementală superficială demonstrează creșterea conținutului de carbon și scăderea celui de titan datorate filamentelor de GO înglobate în compozit rezultând și o scădere a valorilor rugozitatii RMS;

- proprietățile de material au fost corelate cu răspunsul compozitelor în procese fotocatalitice în regim static utilizând soluția 10 ppm a poluantului MB sub iradiere cu radiație UV+VIS, UV si în teste de adsorbție; rezultatele arată o eficiența mai bună de fotocataliză cu creșterea conținutului de GO în stratul compozit (eficiența maximă de 30,34% a fost înregistrată la utilizarea compozitului cu 10% GO) compartiv cu proba cu 1,4% GO (26,47%), însă eficiențele obținute cu probele cu 3%, 5% și 10% nu sunt mult diferite; eficiențele de adsorbție după 9 ore la întuneric arată rezultate mai bune obținute pentru probele cu conținut ridicat de GO chiar dacă valorile RMS sunt mai mici pentru aceste probe;

- stabilitatea acestor filme s-a dovedit ridicată concluzionându-se că aceste compozite se pot transpune la nivel de demonstrator.

5.5. Experimente similare cu cele efectuate utilizând probele cu GO s-au efectuat pe compozite cu matrice de TiO₂ și umplutură de oxid de grafenă redus, rGO. Testele inițiale au utilizat umplutura de rGO în concentrație mică, 0,15‰. S-a variat temperatura tratamentului termic (150°C și 200°C) și s-a constatat că:

- difractogramele structurilor compozite sunt similare cu cele obținută pe probele cu GO iar gradul de cristalinitate nu este mult diferit;

- spre deosebire de filmele compozite cu GO, cele cu rGO au o morfologie cu aglomerate mari de TiO₂ care acoperă fâșiile de rGO și se pot observa mici fisuri la suprafața filmelor ca urmare a compatibilității mai reduse între matrice și umplutura rGO;

- compoziția elementală superficială demonstrează lipsa conținutului de carbon în proba tratată termic la 200°C iar această variantă de tratament termic a fost eliminată pentru a evita degradarea umpluturii de rGO;

- pe filmul tratat termic la 150°C au fost efectuate teste de fotocataliză în regim static utilizând o soluție 10 ppm a poluantului MB sub iradiere cu radiație UV+VIS, UV și în teste de adsorbție iar rezultatele au demonstrat Vis-activarea chiar și la un conținut scăzut de rGO; **5.6.** Testele au continuat similar cu cele efecutate utilizând filme compozite cu GO crescându-se conținutul de rGO în stratul compozit la 0,9‰, 3‰, 5‰ și 7,5‰ rGO și s-a constatat că:

- peak-ul XRD corespunzător rGO (25,2°) nu poate fi identificat datorită suprapunerii cu peak-urile corespunzătoare TiO₂ și SnO₂ din substratul Sticlă/FTO; peak-ul adițional înregistrat la 5,5° poate fi corelat cu structurile conținând legăturile creeate între matrice și umplutură;

- morfologia suprafeței subliniază formarea agregatelor mari de TiO₂ care acoperă plachetele de rGO efect evident până la concentrația de 5‰ rGO; la concentrație mai mare de rGO are loc gruparea aglomeratelor ca urmare a unei posibile aglomerări a fâșiilor de rGO;

- din rezultatele de EDX se constată un conținut ridicat de titan ca urmare a agregatelor mari formate pe suprafața compozitelor; proba cu conținut ridicat de umplutură rGO are un conținut mare de elemente din substrat ca urmare a aglomeratelor neuniform distribuite care lasă vizibilă structura stratului 1 și a substratului;

- variația valorilor RMS indică proba cu 7,5‰ rGO ca fiind potențial cea mai eficientă în procesele de fotocataliză (cea mai mare valoare RMS, 185 nm)

- eficiențele de fotodegradare utilizând o soluție 10 ppm a poluantului MB în regim static sub iradiere cu radiație UV+VIS, UV și în testele de adsorbție au arătat o creștere accentuată odată cu creșterea conținutului de umplutură până la concentrația de 5‰ rGO în stratul compozit; la un procent mai mare de umplutură rezultatele au demonstrat o scădere în performanța materialului, etapa de adsorbție fiind cea mai afectată, stabilitatea în mediul de lucru fiind cauza scăderii performanței materialelor cu conținut mare de rGO în compozit;

- stabilitatea probelor cu conținut până la 5‰ rGO a fost evaluată iar rezultatele au demonstrat că probele cu conținut de rGO 0,9‰ sunt mai puțin stabile deoarece fâșiile de rGO care erau ințial acoperite de TiO₂ apar la suprafața filmului, acest efect fiind mai puțin vizibil pe probele cu 3‰ și 5‰ rGO;

- pe baza rezultatelor obținute utilizand compozite cu umplutură de rGO materialul optim selectat pentru transpunerea la nivel de demonstrator a fost cel cu 5‰ rGO în stratul compozit.

5.7. Pentru o performanță îmbunătățită a materialelor compozite s-a optat pentru varianta inducerii caracterului (super)hidrofil filmelor prin iradiere cu radiație UV. Au fost efectuate teste utilizând compozite cu 1,4‰ GO. S-a analizat variația caracterului hidrofil pentru filmele depozitate la întuneric și pentru filme menținute sub iradiere cu radiație UV. Rezultatele au fost corelate cu variațiile de morfologie, compoziție superficiale și rugozitate; filmele, condiționate sau nu, au fost utilizate în teste de fotocataliză utilizând o soluție 10 ppm a poluantului MB în regim static sub iradiere UV+VIS și s-a constatat că:

- hidrofilia suprafețelor scade în timp (unghiul de contact cu apa crește) pentru probele depozitate la întuneric (inițial 18,3° și după 7 zile de întuneric 56,3°) și crește în timp la expunerea la radiație UV cu un timp optim de iradiere de 24 de ore (10,9°), atunci când se utilizează condiționarea la nivel de laborator prin iradiere cu radiație UV cu iradianță scăzută (G_{UV condiționare} ~ 8,3 W/m²); - creșterea caracterului hidrofil sub iradiere a fost corelată cu variația rugozității, a morfologiei și cu scăderea în conținutul de carbon de la suprafața probelor, modificările fiind atribuite posibilei densifieri a straturilor, oxidării carbonului rămas în/pe probă din precursorii solului sau continuării reacților în film;

- rezultatele de fotocataliză au arătat că probele ținute la întuneric au o eficiență mai mică decât cele condiționate prin iradiere cu radiație UV, concluzionandu-se că o primă etapă de condiționare este recomandată înainte de utilizarea filmelor compozite în procese fotocatalitice, mai ales dacă acestea au fost depozitate la întuneric pe perioadă îndelungată iar dacă se utilizează condiționarea la nivel de pilot, când iradinața este mai mare (G_{UV condiționare} ~ 23 W/m²), durata optimă de condiționare scade la 1 oră pentru ca suprafața să devină superhidrofilă.

5.8. Pentru creșterea eficienței procesului fotocatalitic a fost optimizat pH de lucru. S-au evaluat punctele izoelectrice, PZC, ale filmelor iar rezultatele au indicat un pH de lucru optim de 8,50. S-au efectuat teste de fotocataliză utilizând soluția poluantului MB la pH = 8,50 iar rezultatele au demonstrat eficiențe semnificativ ridicate (creștere cu aproximativ 10%) la utilizarea poluantului la pH optim comparativ cu pH-ul natural al MB (6,85), etapa de adsorbție fiind mult îmbunătățită.

6. Recepturile optimizate au fost utilizate pentru depunerea de compozite cu suprafața de 600 cm² implementate la nivelul fotoreactorului demonstrator operat în flux continuu. Compozitele testate au fost cele cu 1,4‰, 3‰, 5‰ și 10‰ GO și compozitul cu 5‰ rGO. S-a utilizat o soluție 10 ppm a poluantului MB, cu pH = 8,50; volumul soluției de poluant a fost 5L iar debitul soluției a fost de 1 L/min. S-a utilizat radiație solară simulată cu iradaință apropiată de cea naturală (G_{total} = 810 W/m² din care 23 W/m² radiație UV). Comparativ s-a testat și materialul dublu strat fără umplutură. Testele au fost efectuate în trei cicluri succesive de fotocataliză utilizându-se de fiecare dată soluție proaspăt preparata de MB.

În baza rezultatelor înregistrate se poate concluziona că:

- testele de caracterizare au demonstrat corespondența rezultatelor de la nivelul structurilor de laborator (1,5 cm x 1,5 cm) cu cele de la nivelul demonstratorului (20 cm x 30 cm).

- testele de fotodegradare a poluantului standard albastru de metilen (MB) au subliniat comportamentul superior al probei cu 10‰ GO în primul ciclu de fotocataliză (eficiență de aproximativ 45% după 5 ore de iradiere) urmată de o evoluție similara a acestui film cu cea înregistrata utilizând filmele cu 5‰ GO în ciclurile 2 și 3; comparând rezultatele obținute pe probe cu aceeași concetrație de umplutură dar tip de umplutură diferită (GO sau rGO) se poate observa o eficiență mai mică a compozitelor cu rGO ca urmare a polarității mai reduse a rGO și deci a compatibilității mai reduse între matrice și umplutura de rGO;

- înainte de reutilizarea filmelor într-un nou ciclu de fotocataliză, s-a realizat regenerearea suprafețelor prin spălare cu apă în flux continuu urmată de iradiere cu radiație UV+VIS la iradianța ridicată (810 W/m²) pentru eliminarea produșilor (ne)degradați rămași adsorbiți; această tehnologie s-a dovedit eficientă, regenerarea/autocurățarea filmelor sub iradiere având o eficiență de peste 90%, calculată utilizând spectrele de absorbanță înainte și după regenerare/autocurățare; durata procesului de regenerare trebuie însă optimizată pentru fiecare tip de apă uzată/poluant.

- stabilitatea filmelor în flux continuu a fost evaluată iar rezultatele experimentale au demonstrat o stabilitate mai redusă a compozitelor cu conținut scăzut de umplutură GO și o variație foarte redusă a morfologiei, compoziției superficiale și rugozității pentru filmele cu **5% GO**.

Ținând sema de toate rezultatele discutate se recomandă utilizarea filmelor compozite cu 5‰ GO în epurarea avansată a apelor sau ca suprafețe cu autocurățare datorită costului lor mai redus (comparativ cu cele cu 10‰) și a bunei lor stabilități în mediul de lucru. Structura filmului compozit optimizat este *Sticlă / FTO / TiO₂ / TiO₂-GO 5‰* corespunzătoare unui film depus pe substrat Sticlă/FTO, cu structură dublu strat având un prim strat de TiO₂ obținut prin tehnica SPD și un al doilea strat compozit cu matrice de TiO₂ si umplutură de GO în concentrație de 5‰ în stratul compozit obținut prin pulverizarea unui sol diluat cu etanol în raport sol:etanol = 1:5.

Contribuții originale

Pe baza analizei stadiului actual al cunoșterii în domeniul materialelor fotocatalitice Vis(solar)-active s-au dezvoltat compozite cu matrice de dioxid de titan (TiO₂) și umplutură de oxid de grafenă (GO) sau oxid de grafenă redus (rGO) pentru epurarea avansată a apelor în vederea re-utilizării. Aceste compozite au fost proiectate sub formă de filme subțiri dublu (multistrat) strat pentru a fi utilizate în epurarea avansată a apelor încărcate cu poluanți organici. Materialul proiectat a fost astfel optimizat încât să depășească problema instabilității termice a umpluturii de GO sau rGO dar cu obținerea de filme subțiri cu un grad acceptabil de cristalinitate fără a aplica un tratament termic la temperaturi ridicate (pentru a evita degradarea umpluturii).

Materialul propus a fost dezvoltat ca structura dublu (multi) strat cu depunerea inițială a unui **prim strat de TiO**₂ pe substraturi cu structură ordonată de **Sticlă/FTO**, printr-o metoda scalabilă și eficientă pentru depuneri pe suprafețe mari - pulverizarea cu piroliză (SPD). Depunerea a fost urmată de tratament termic aplicat la temperatură ridicată (450°C) pentru a rezulta un film cu un grad ridicat de cristalinitate. Peste acest prim strat s-a depus un **strat 2 compozit TiO**₂-(**r**)GO prin metoda simplă și scalabilă a pulverizării unei dispersii diluate de sol obținute prin metoda sol-gel.

Prin această **tehnică combinată**, cu grad cert de noutate, s-a urmărit creșterea ordonată a stratului subțire compozit pe structura primului strat cristalin astfel încât interfețele rezultate să fie continue și stabile și de asemenea s-a crescut gradul de cristalinitate fără a se aplica un treatement termic final la temperatură ridicată ci numai prin insterarea unui strat 1 cristalin care determină creșterea ordonată a stratului subțire 2. Astfel, **materialul propus** a fost optimizat prin varierea parametrilor de depunere a filmelor obținute prin **cuplarea celor două metode de sinteză (SPD și sol-gel)** și s-a controlat în acest fel cristalinitatea și morfologia suprafețelor pentru a se ajunge la compozite cu performanță ridicată în procese fotocatalitice.

S-a selectat varianta optimă de depunere a probelor la nivel de laborator astfel:

- stratul 1 TiO₂ SPD a fost depus utilizând 30 de secvențe de pulverizare iar stratul 2 compozit a fost obținut prin depunerea utilizând 15 secvențe de pulverizare a unui sol diluat cu etanol sol:etanol = 1:5.

- s-a variat conținutul de umplutură în stratul 2 pentru selectarea compozitelor dublu strat care să aibă proprietăți de material adecvate (cristalinitate și rugozitate ridicate, (super)hidrofilie); filmele obținute au fost testate în regim static, la nivel de laborator, utilizând parametri optimi identificați pentru procesul fotocatalitic (pH optim poluant = 8,50).

- a fost studiată **stabilitatea în condițiile de lucru** a materialelor obținute; la nivelul testelor de laborator filmele s-au dovedit stabile, cu precădere filmele dublu strat compozite care utilizează **umplutură de GO**, evidențiindu-se pe această cale rolul structurii și polarității materialului de umplutură asupra performanței materialului compozit.

Materialele obținute la nivel de laborator au fost apoi transpuse în procese în flux continuu, la nivel de demonstrator fotocatalitic, iar tipul radiației și iradianța utilizată au fost selectate ca fiind similare radiației solare (UV+VIS) pentru a se ajunge la condițiile de proces apropiate de cele naturale. Aceste studii prezintă de asemenea un grad de noutate avansat.

A fost optimizat conținutul de umplutură de (r)GO în stratul 2, compozit și s-a selectat varianta cu 5‰ (r)GO în filmele compozite datorită performanțelor bune în trei cicluri succesive de fotocataliză în flux continuu și datorită bunei stabilități în condițiile de lucru, propunându-se această structură pentru transfer tehnologic.

Rezultatele obținute în cadrul acestui program de doctorat au fost valorificate prin:

- publicarea a 3 articole științifice în jurnale ISI, 2 articole științifice în jurnale BDI, un capitol de carte și 4 articole în volume de proceedings ale conferințelor dintre care 2 indexate ISI;
- comunicarea/prezentarea rezultatelor în cadrul a 12 conferințe dintre care 3 conferințe internaționale (2 prezentări orale și o prezentare poster) și 9 conferințe națioanle (8 prezentări orale și o prezentare poster)

Articole publicate

- Tismanar I., Obreja A.C., Buiu O., Duta A., VIS-active TiO2 graphene oxide composite thin films for photocatalytic applications, *Applied Surface Science*, 538, 147833, 2021 (FI = 6,182)
- Tismanar I., Bogatu C., Gheorghita S., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., Stability of the composite thin films MOx – GO in photocatalytic processes, *Proceeding of the IEEE of the International Semiconductor Conference CAS 2020*, Sinaia, România, 7-9 October 2020, doi: 10.1109/CAS50358.2020.9268013

- 3. Bogatu C., Covei M., **Tismanar I.,** Perniu D., Duta A., Composite nanostructures for water and air cleaning with enhanced efficiency, Published in Baia L., Pap Zsolt, Hernadi K., Baia M., (Editors) *Advanced nanostructures for environmental health*, Elsevier, 2020
- 4. Duta A., Bogatu C., **Tismanar I.,** Perniu D., Covei M., VIS-active photocatalytic composites for advanced wastewater treatment, *Journal of Engineering Sciences and Innovation*, Vol. 5, Issue 3 pp. 247-252, 2020
- Duta A., Tismanar I., Obreja A. C., Buiu O., TiO2 Graphene oxide VIS-active composites for advanced wastewater treatment, Published in Visa I., Duta A. (Editors) *Solar Energy Conversion in Communities*, Springer, pp.359 – 369, 2020
- Tismanar I., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., Hydrophilicity variation of TiO2 Graphene oxide composites thin films for photocatalytic applications, Published in Visa I., Duta A. (Editors) *Solar Energy Conversion in Communities*, Springer, pp.387 – 397, 2020
- Bogatu C., Covei M., Perniu D., Tismanar I., Duta A., Stability of the Cu2ZnSnS4 / TiO2 photocatalytic thin films active under visible light irradiation, *Catalysis Today*, 328, pp. 79-84, 2019 (FI = 4,667)
- 8. Covei M., Bogatu C., Perniu D., **Tismanar I.,** Duta A., Comparative study of the photodegradation efficiency of organic pollutants using np multi-junction thin films, *Catalysis Today*, 328, pp. 57-64, 2019 (FI = 4,667)
- Tismanar I., Isac L., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., TiO2 Graphene oxide thin films obtained by spray pyrolysis deposition, *Proceeding of the IEEE of the International Semiconductor Conference CAS 2018*, Sinaia, România, 10-12 October 2018, doi: 10.1109/SMICND.2018.8539831
- 10. **Tismanar I.,** Covei M., Bogatu C., Duta A., The influence of the precursor type and of the substrate on the SPD deposition of TiO2 phocatalytic thin films, *Annals of the West University of Timisoara. Physics Series*, Timisoara, Vol. 60, 2018

Lucrari publicate în volume ale conferințelor:

Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA10, 2018, Almería) pozitiile 7 și 8 din lista de mai sus

Conference for Sustainable Energy (CSE, 2020, Brasov) pozitiile 5 și 6

International Semiconductor Conference (CAS, 2018 / 2020, Sinaia) pozitiile 9 și 2

Publicatiile de la pozitiile 1, 7, 8 sunt cotate ISI iar cea de la pozitia 3 este indexata ISI

Prezentări în confeirnțe

- Tismanar I., Obreja A. C., Buiu O., Duta A, Vis (solar) active TiO2 (r)GO Composite Thin Films for Photocatalytic Wastewater Treatment, *SCDS-UDJG 2021, Galati, Romania, 10-11 June 2021, online* – prezentare orala
- 2. Tismanar I., Bogatu C., Covei M., **Duta A.**, VIS-active photocatalytic composite thin films for advanced wastewater treatment, *SCDS-UDJG 2021, Galati, Romania, 10-11 June 2021, online* prezentare orala

- 3. **Tismanar I.**, Obreja A. C., Buiu O., Duta A, Vis (solar) active TiO2 Graphene Oxide Composite Thin Films for Continuous Flow Photocatalytic Wastewater Treatment, *NPM-5/PAOT-6 2021, Szeged, Ungaria, 24-27 May 2021, online* – prezentare orala
- 4. Tismanar I., Bogatu C., Covei M., **Duta A.**, Vis-active photocatalytic composites for advanced wastewater treatment, *NPM-5/PAOT-6 2021, Szeged, Ungaria, 24-27 May 2021, online* prezentare orala
- 5. **Tismanar I.**, Obreja A. C., Buiu O., Duta A., Hydrophilicity variation of TiO2 graphene oxide composite thin films for photocatalytic applications, *Conference for Sustainable Energy CSE 2020, Romania, 22-24 October 2020, online* prezentare orala
- 6. Duta A., Tismanar I., Obreja A.C., Buiu O., TiO2 Graphene oxide VIS-acive composites for advanced wastewater treatment, *Conference for Sustainable Energy CSE 2020, Romania, 22-24 October 2020, online* prezentare orala
- Tismanar I., Bogatu C., Gheorghita S., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., TiO2 Stability of the composite thin films MOx – GO in photocatalytic processes, *International Semiconductor Conference CAS* 2020, Romania, 7-9 October 2020, online – poster
- Tismanar I., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., TiO2 graphene oxide composite as photocatalytic material, *International Semiconductor Conference CAS 2019, Sinaia, Romania, 9-11 October 2019* – prezentare orala
- Tismanar I., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., VIS-active TiO2 graphene oxide composite thin film photocatalyst, 10th International Conference on Environmental Engineering and Management ICEEM10 2019, Iasi, Romania, 18-21 September 2019 – prezentare orala
- 10. Tismanar I., Bogatu C., Covei M., **Duta A.**, Vis-active photocatalytic composites for advanced wastewater treatment, *10th International Conference on Environmental Engineering and Management ICEEM10 2019, Iasi, Romania, 18-21 September 2019* prezentare orala
- 11. **Tismanar I.**, Obreja A. C., Buiu O., Duta A, Vis-activation of titanium dioxide using a graphene oxide filler for photocatalytic applications, *7th International Conference on Semiconductor Photochemistry SP7 2019, Milano, Italy, 11-14 September 2019* poster
- 12. **Tismănar I.**, Isac L., Obreja A.C., Buiu O., Duță A., TiO2 Graphene oxide thin films obtained by spray pyrolysis deposition, *International Semiconductor Conference CAS 2018, Sinaia, România, 10-12 October 2018* prezentare orala

Autorul care a prezentat lucrarea în conferință este evidențiat cu "bold type".

Referințe bibliografice

1. Namane A., Mekarzia A., Benrachedi K., Belhaneche-Bensemra N., Hellal A., *Determination of the adsorption capacity of activated carbon made from coffee grounds by chemical activation with ZnCl2 and H3PO4*, Journal of Hazardous Materials B, 119, 2005, pag. 189 – 194

2. Robescu L. D., Stroe F., Presura A., Robescu D. N., *Tehnici de epurare a apelor uzate*, Tehnică, București, 2011

3. Andronic L., Duță A., *Analize fizico – chimice și metode avansate de epurare a apelor uzate*, Editura Universității "Transilvania", Brașov, 2013

4. Al-Ekabi H., Serpone N., *Kinetic Studies in Heterogeneous Photocatalysis*, Journal of Physical Chemistry, 92, 1988, pag. 5726 – 5731

5. Simonsen E. M., *Heterogeneous Photocatalysis*, Chemistry-of-Advanced-Environmental-Purification-Processes-of-Water, 135, 2014, pag. 135 – 170

6. Mills A., Le Hunte S., *An overview of semiconductor photocatalysis*, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 108, 1997, pag. 1-35

7. De Lasa H., Serrano B., Salaices M., *Photocatalytic Reaction Engineering*, Springer, New York, 2005

8. Rabindranathan S., Devipriya S., Yesodharan S., *Photocatalytic degradation of phosphamidon on semiconductor oxides*, Journal of Hazardous Materials, 102, 2003, pag. 217–229

9. Yasmina M., Mourad K., Mohammed S. H., Khaoula C., *Treatment heterogeneous photocatalysis; Factors influencing the photocatalytic degradation by TiO2*, Energy Procedia, 50, 2014, pag. 559 – 566

10. Fujishima A., Zhang X., Tryk A. D., *TiO2 photocatalysis and related surface phenomena*, Surface Science Reports, 63, 2008, pag. 515-582

11. Duta A., Bogatu C., Tismanar I., Perniu D., Covei M., *VIS-active photocatalytic compsites for advanced wastewater treatment*, Journal of Engineering Sciences and Innovation, 5(3), 2020, pag. 247-252

12. Bogatu C., Covei M., Perniu D., Tismanar I., Duta A., *Stability of the Cu2ZnSnS4/TiO2 photocatalytic thin films active under visible light irradiation*, Catalysis Today, 328, 2019, pag. 79-84

13. Covei M., Bogatu C., Perniu D., Tismanar I., Duta A., *Comparative study on the photodegradation efficiency of organic pollutants using n-p multi-junction thin films*, Catalysis Today, 328, 2019, pag. 57-64

14. Bogatu C., Covei M., Tismanar I., Perniu D., Duta A., *Composite nanostructures as potential materials for water and air cleaning with enhanced efficiency*, in: L. Baia, Z. Pap, K. Hernadi, M. Baia (Eds.), Advanced Nanostructures for Environmental Health, Elsevier, Amsterdam, 2020, pag. 431 – 464

15. Rella S., Giuri A, Corcione C. E., Acocella M. R., Colella S., Guerra G., Listorti A., Rizzo A., Malitesta C., *X-ray photoelectron spectroscopy of reduced graphene oxide prepared by a novel green method*, Vacuum, 119, 2015, pag. 159 – 162

16. Li X., R. Shen R., Ma S., Chen X., Xie J., *Graphene - based heterojunction photocatalysts*, Applied Surface Science, 430, 2018, pag. 53-107

17. Nine M. J., Cole M. A., Johnson L., Tran D. N. H., Losic D., *Robust Superhydrophobic Graphene-Based Composite Coatings with Self-Cleaning and Corrosion Barrier Properties*, ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, 2015 pag. 28482–28493

18. Yeh T-F., Cihlar J., Chang C-Y., Cheng C., Teng H., *Roles of graphene oxide in photocatalytic water splitting*, Materials Today, 16, 2013, pag. 78-84

19. Boukhvalov D. W., Katsnelson M. I., *Modeling of Graphite Oxide*, Journal of the American Chemical Society, 130, 2008, pag. 10697 – 10701

20. Johari P., Shenoy V. B., *Modulating Optical Properties of Graphene Oxide: Role of Prominent Functional Groups*, ACS Nano, 5, 2011, pag. 7640 – 7647

21. Yeh T-F., Chan F-F., Hsieh C-T., Teng H., *Graphite Oxide with Different Oxygenated Levels for Hydrogen and Oxygen Production from Water under Illumination: The Band Positions of Graphite Oxide*, The Journal of Physical Chemistry C, 115, 2011, pag. 22587–22597

22. Wang X., Chen S., *Graphene-Based Nanocomposites*, chapter in *Physics and Applications of Graphene - Experiments*, Ed. Mikhailov S., InTech, Rijeka, 2011

23. Bagheri S., Hir Z. A. M., Yousefi A. T., Hamid S. B. A., *Microporous and Mesoporous Materials*, Elsevier, Amsterdam, 2015

24. Filipovica L., Selberherra S., C. Mutinatib C. G., Brunetb E., Steinhauerb S., Köckb A., Tevac J., Kraftc J., Siegertc J., Schrank F., *Methods of simulating thin film deposition using spray pyrolysis techniques*, Microelectronic Engineering, 117, 2014, pag. 57 – 66

25. Bahnemann W. D., *Current challenges in photocatalysis: Improved photocatalysts and appropriate photoreactor engineering*, Research on Chemical Intermediates, 26, 2000, pag. 207-220

26. Robert D., Piscopo A., Weber J-V., *First approach of the selective treatment of water by heterogeneous photocatalysis*, Environmental Chemistry Letters, 2, 2004, pag. 5-8

27. Spasiano D., Marotta R., Malato S., Fernandez-Ibanez P., Di Somma I., *Solar photocatalysis: Materials, reactors, some commercial, and pre-industrialized applications. A comprehensive approach*, Applied Catalysis B: Environmental, 170-171, 2015, pag. 90–123

28. Herrmann J.-M., *Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants*, Catalysis Today 53, 1999, pag. 115–129

29. Duta A., Enesca A., Isac L., Perniu D., Andronic L., Bogatu C., *Thin Film Vis-Active Photocatalysts for Up-scaled Wastewater Treatment*, pag. 521–538, in: Visa I. (eds) Sustainable Energy in the Built Environment – Steps Towards nZEB, Springer, Cham Switzerland, 2014

30. * * * INTERNATIONAL STANDARD ISO 10678:2010, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Determination of photocatalytic activity of surfaces in an aqueous medium by degradation of methylene blue

31. Jiang L., Wang Y., Feng C., *Application of photocatalytic technology in environmental safety*, Procedia Engineering, 45, 2012, pag. 993 – 997

32. Tismanar I., Covei M., Bogatu C., Duta A., *The influence of the precursor type and of the substrate on the SPD deposition of TiO2 phocatalytic thin films*, Annals of the West University of Timisoara. Physics Series, Timisoara, 60, 2018

33. Enesca A., Isac L., Andronic L., Perniu D., Duta A., *Tuning SnO2–TiO2 tandem systems for dyes mineralization*, Applied Catalysis B: Environmental, 147, 2014, pag. 175–184

34. Liu H. F., Zheng B. J., Dao A. Q., Yi S. T., Jiang D. S., Fu C. Y., Xiao F., *One-pot synthesis and photocatalytic activity of SnO2/TiO2 nanocomposite thin film*, Materials Research Innovation, 18(SI2), 2014, pag. S2-707 – S2-710

35. Tismanar I., Isac L., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., *TiO2 – Graphene oxide thin films obtained by spray pyrolysis deposition*, Proceeding of the IEEE of the International Semiconductor Conference CAS 2018, Sinaia, România, 10-12 October 2018

36. Yu L., Wang L., Sun X., Ye D., *Enhanced photocatalytic activity of rGO/TiO2 for the decomposition of formaldehyde under visible light irradiation*, Journal of environmental sciences, 73, 2018, pag. 138-146

37. Tismanar I., Obreja A.C., Buiu O., Duta A., *VIS-active TiO2 – graphene oxide composite thin films for photocatalytic applications*, Applied Surface Science, 538, 2021, 147833

38. Samuel J. J., Yam F. K., *Photocatalytic degradation of methylene blue under visible light by dye sensitized titania*, Materials Research Express, 7(1), 2020

39. Pandey S. K., Sachan S., Singh S. K., *Electrochemically reduced graphene oxide modified with electrodeposited thionine and horseradish peroxidase for hydrogen peroxide sensing and inhibitive measurement of chromium*, Materials Science for Energy Technologies, 2(3), 2019, pag. 676-686

40. Tismanar I., Bogatu C., Gheorghita S., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., *Stability of the composite thin films MOx – GO in photocatalytic processes*, Proceeding of the IEEE of the International Semiconductor Conference CAS 2020, Sinaia, România, 7-9 October 2020

41. Tismanar I., Obreja A. C., Buiu O., Duta A., *Hydrophilicity variation of TiO2 – Graphene oxide composites thin films for photocatalytic applications*, Published in Visa I., Duta A. (*Editors*) *Solar Energy Conversion in Communities, Springer*, 2020, pag. 387 – 397

42. Azeez F., Al-Hetlani E., Arafa M., Abdelmonem Y., Nazeer A. A., Amin M. O., Madkour M., *The effect of surface charge on photocatalytic degradation of methylene blue dye using chargeable titania nanoparticles,* Scientific Reports, 8(1), 2018

43. Duta A., Tismanar I., Obreja A. C., Buiu O., *TiO2 – Graphene oxide VIS-acive composites for advanced wastewater treatment,* Published in Visa I., Duta A. (Editors) Solar Energy Conversion in Communities, Springer, 2020, pag. 359 – 369

Anexa 1 Scurt rezumat al tezei de doctorat

Materiale solar-active pentru degradarea poluanților organici din apă

Teza de doctorat are ca scop obtinerea de noi materiale fotocatalitice Vis(solar)-active sub formă de straturi subțiri depuse utilizând o structură dublu-strat cu un prim strat de dioxid de titan (TiO₂) obținut prin tehnica scalabilă și eficientă a pulverizării cu piroliză (SPD) și tratat termic ulterior la 450°C pentru a se obține un film cu grad ridicat de cristalinitate. Acest strat a susținut depunerea unui strat 2 de material compozit cu matrice de TiO₂ și umplutură de oxid de grafenă (GO) sau oxid de grafenă redus (rGO) obținut prin pulverizarea unui sol diluat sintetizat prin tehnica scalabilă solgel. Considerând stabilitatea termică limitată a umpluturii deci imposibilitatea aplicării unui tratament termic la temperatură ridicată pentru obtinerea unui material cu grad ridicat de cristalinitate, s-a proiectat filmul ca sistem dublu-strat obținut prin cuplarea a două tehnici (SPD și sol-gel) având primul strat de TiO₂ cu grad ridicat de cristalinitate cu rol de crestere ordonată a stratului 2 compozit, interfețele rezultate fiind stabile și continue, la final materialul rezultat având un grad acceptabil de cristalinitate. Materialele obținute au fost testate la nivel de laborator (regin static) și ulterior au fost scalate la nivel de demonstrator (flux continuu), condițiile de proces fiind asemănătoare celor naturale: tip de radiație și iradianță similare cu cele ale radiației solare. A fost selectat materialul optim propus pentru implementarea la nivel industrial TiO₂ SPD / TiO₂ – GO 5‰ având umplutură de GO cu un conținut de 5‰ în stratul compozit. Acest strat a dovedit și o bună stabilitate în condițiile de lucru pe perioade lungi de timp (18 ore).

Solar-active materials for the degradation of organic pollutans from water

The aim of the PhD program was to develop novel Vis (solar)-active photocatalytic thin films designed as double-layered materials with a first layer of titanium dioxide (TiO₂) deposited using the upscalable technique of spray pyrolysis deposition (SPD), subsequently treated at 450°C to get a high crystallinity degree. This layer supported the deposition of a composite second layer consisting of a TiO₂ matrix and graphene oxide (GO) or reduced graphene oxide (rGO) filler obtained by spraying a diluted sol synthesized by the up-scalable sol-gel technique. Considering the relatively low thermal stability of the fillers, thus the impossibility of applying a high thermal treatment temperature on the final material to reach a high crystallinity degree, the new double-layered thin film was designed by coupling the SPD and the sol-gel techniques having a highly crystalline TiO₂ first layer to support the ordered growth of the composite second layer; the resulting interfaces proved stable and continuous and the material had an acceptable crystallinity degree. These materials were tested at laboratory scale (static regime) and subsequently at demonstrator scale (continuous flow), the process conditions being similar to the natural ones: the type of the radiation and the irradiance value similar to those of the solar radiation. The optimal material proposed for industrial implementation was the double layered composite $TiO_2 SPD / TiO_2 - GO 5\%$ having a GO filler content of 5[%] in the composite layer. This layer aslo proved a good stability in the working conditions over long term runs (18 hours).